

METHOD AND DEVICE FOR COATING AND METHOD AND DEVICE FOR MANUFACTURE OF COLOR FILTER

Publication number: JP10216598 (A)

Publication date: 1998-08-18

Inventor(s): KITAMURA YOSHIYUKI; IDO HIDEO; GOTO TETSUYA +

Applicant(s): TORAY INDUSTRIES +

Classification:

- **international:** B05C11/00; B05C5/02; B05D1/26; G02B5/20; G09F9/00; B05C11/00; B05C5/02; B05D1/26; G02B5/20; G09F9/00; (IPC1-7): B05C11/00; B05C5/02; B05D1/26; G02B5/20; G09F9/00

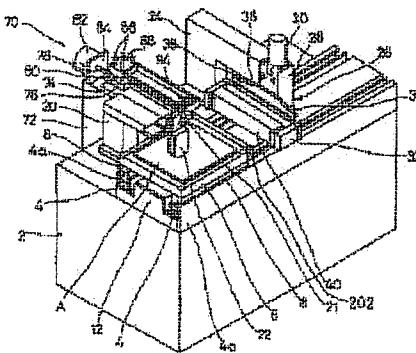
- **European:**

Application number: JP19970021449 19970204

Priority number(s): JP19970021449 19970204

Abstract of JP 10216598 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a coating device and a coating method for removing securely the adhered matter such as a coating liquid adhered on the periphery of a jet opening of a coating instrument regardless of the kind of the coating liquid while minimizing the wear of a cleaning head and securing the dustproof properties and long life and forming a high quality film free from film defects, and also provide a manufacturing device and a manufacturing method thereof for a color filter in which the above coating device and the coating method are used. **SOLUTION:** A cleaning component 94 moving along the longitudinal direction of a jet opening while being brought into contact slidably with a jet opening peripheral section 10 of a coating instrument 40 and removing a coating liquid adhered on the jet opening peripheral section is provided, and also a sensing means for sensing the position of the jet opening of the coating instrument is provided, and based on the measured value of the jet opening position sensed by the sensing means, the relative position between both of the cleaning component 94 and the coating instrument 40 at the time of being brought into contact slidably is controlled to be constant on the basis of the jet opening position of the coating instrument as a reference.



(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-216598

(43) 公開日 平成10年(1998)8月18日

(51) Int.Cl.⁵ 識別記号
B 0 5 C 5/02
11/00
B 0 5 D 1/26
G 0 2 B 5/20 1 0 1
G 0 9 F 9/00 3 2 1

F I
B 0 5 C 5/02
11/00
B 0 5 D 1/26 Z
G 0 2 B 5/20 1 0 1
G 0 9 E 9/00 3 2 1 D

審査請求 未請求 請求項の数13 O.I. (全 18 頁)

(21)出願番号 特願平9-21449

(71)出願人 000003159

(22)出願日 平成9年(1997)2月4日

東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

式会 社滋賀事業場内

(72)発明者 井戸 英夫

滋賀県大津

式会 社滋賀事業場内

(72) 発明者 後藤 哲哉

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株

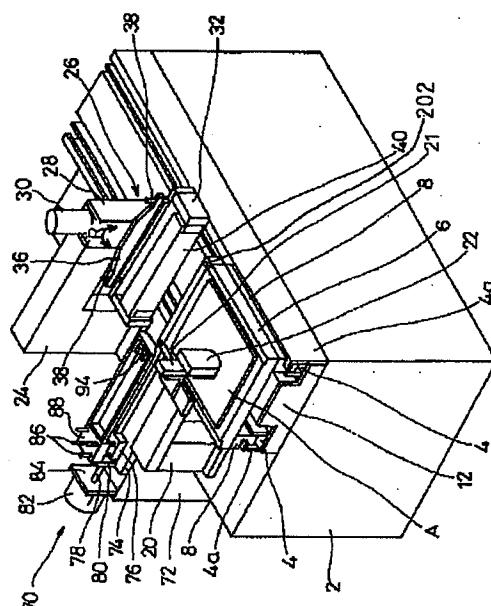
式会 社説

(54) 【発明の名称】 漆布方法および塗布装置並びにカラーフィルターの製造方法および製造装置

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 洗浄ヘッドの摩耗を最小にして、防塵性と長寿命を確保しつつ、塗布液の種類に関係なく塗布器の吐出口周辺部に付着している塗布液等の付着物を確実に除去できるとともに、塗膜欠点のない品質の高い塗膜の形成を行うことができる塗布装置および塗布方法、並びにこれらの装置および塗布方法を用いたカラーフィルターの製造装置および製造方法を提供すること。

【解決手段】塗布器の吐出口周辺部に摺接しながら吐出口の長手方向に沿って移動し、吐出口周辺部に付着している塗布液を除去する清掃部材94を設けるとともに、塗布器の吐出口位置を検知する検知手段を設け、この検知手段による吐出口位置の測定値により、塗布器の吐出口位置を基準にして、清掃部材94と塗布器との摺接時における両者間の相対位置を一定に制御する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 塗布液を供給する手段と、
前記供給手段から供給された塗布液を吐出するための一
方向に延びる吐出口を有する塗布器と、
前記塗布器および前記塗布部材のうちの少なくとも一方
を相対的に移動させて前記塗布部材上に塗膜を形成する
ための移動手段とを備えた塗布装置において、
(A) 前記塗布器の吐出口周辺部に摺接しながら吐出口
の長手方向に沿って移動し、吐出口周辺部に付着してい
る塗布液を除去する清掃部材と、
(B) 前記塗布器の吐出口位置を検知する検知手段と、
(C) 前記検知手段による吐出口位置の測定値により、
塗布器の吐出口位置を基準にして、清掃部材と塗布器と
の摺接時における両者間の相対位置を一定に制御する制
御手段とを備えたことを特徴とする塗布装置。

【請求項2】 塗布液を供給する手段と、
前記供給手段から供給された塗布液を吐出するための一
方向に延びる吐出口を有する塗布器と、
前記塗布器および前記塗布部材のうちの少なくとも一方
を相対的に移動させて前記塗布部材上に塗膜を形成する
ための移動手段とを備えた塗布装置において、
(A) 洗浄液を前記塗布器の吐出口周辺部に付着させる
洗浄液付着手段と、
(B) 前記吐出口周辺部に摺接しながら吐出口の長手方
向に沿って移動し、吐出口周辺部に付着している塗布液
を除去する清掃部材とを備えたことを特徴とする塗布裝
置。

【請求項3】 塗布液を供給する手段と、
前記供給手段から供給された塗布液を吐出するための一
方向に延びる吐出口を有する塗布器と、
前記塗布器および前記塗布部材のうちの少なくとも一方
を相対的に移動させて前記塗布部材上に塗膜を形成する
ための移動手段とを備えた塗布装置において、
(A) 前記塗布器の吐出口を包囲する包囲手段と、
(B) 前記包囲手段の内部に位置し、塗布液の溶剤蒸気
を発生させる溶剤蒸気発生手段とを備えたことを特徴と
する塗布装置。

【請求項4】 塗布液を供給する手段と、
前記供給手段から供給された塗布液を吐出するための一
方向に延びる吐出口を有する塗布器と、
前記塗布器および前記塗布部材のうちの少なくとも一方
を相対的に移動させて前記塗布部材上に塗膜を形成する
ための移動手段と、
前記塗布器の吐出口周辺部に摺接しながら吐出口の長手
方向に沿って移動し、吐出口周辺部に付着している塗布
液を除去する清掃部材とを備えた塗布装置において、
前記塗布器の吐出口周辺部に、除去した塗布液を溜める
液だめ部を備えたことを特徴とする塗布装置。

【請求項5】 請求項4の塗布装置において、前記液だ
め部には、溜まっている塗布液を排出する排出ユニット

を備えていることを特徴とする塗布装置。

【請求項6】 塗布液を供給する手段と、
前記供給手段から供給された塗布液を吐出するための一
方向に延びる吐出口を有する塗布器と、
前記塗布器および前記塗布部材のうちの少なくとも一方
を相対的に移動させて前記塗布部材上に塗膜を形成する
ための移動手段と、
前記塗布器の吐出口周辺部に摺接しながら吐出口の長手
方向に沿って移動し、吐出口周辺部に付着している塗布
液を除去する清掃部材とを備えた塗布装置において、
前記清掃部材の接觸領域外にはみ出し、吐出口周辺部に
残存している塗布液を排出する排出器を備えたことを特
徴とする塗布装置。

【請求項7】 請求項1～6のいずれかに記載の塗布裝
置を備えることを特徴とするカラーフィルターの製造裝
置。

【請求項8】 塗布器の一方向に延びる吐出口から塗布
液を吐出しながら、前記塗布器および被塗布部材のうち
の少なくとも一方を相対的に移動させて前記被塗布部材
上に塗膜を形成する塗布方法において、
前記吐出口の清掃部材を吐出口に対して初期位置決めし
た後に、清掃部材を吐出口周辺部に摺接させつつ吐出口
の長手方向に沿って移動させることにより、前記吐出口
周辺部に付着している塗布液を除去することを特徴とす
る塗布方法。

【請求項9】 請求項8の塗布方法において、前記吐
出口の清掃部材を吐出口に対して初期位置決めするととも
に、前記吐出口に洗浄液を付着させた後に、前記清掃部
材を吐出口の長手方向に沿って移動させることを特徴とす
る塗布方法。

【請求項10】 請求項8の塗布方法において、前記吐
出口の清掃部材を吐出口に対して初期位置決めするととも
に、前記吐出口周辺部に塗布液の溶剤蒸気を充満させ
た後に、前記清掃部材を吐出口の長手方向に沿って移動
させることを特徴とする塗布方法。

【請求項11】 塗布器の一方向に延びる吐出口から塗
布液を吐出しながら、前記塗布器および被塗布部材のうち
の少なくとも一方を相対的に移動させて前記被塗布部材
上に塗膜を形成するとともに、清掃部材を前記塗布器の
吐出口周辺部に摺接させつつ吐出口の長手方向に沿って
移動させることにより、吐出口周辺部に付着している
塗布液を除去する塗布方法において、
塗布液の除去中に清掃部材の接觸範囲外にはみ出る塗布
液を、塗布器に設けた液溜め部に溜めることを特徴とす
る塗布方法。

【請求項12】 塗布器の一方向に延びる吐出口から塗
布液を吐出しながら、前記塗布器および被塗布部材のうち
の少なくとも一方を相対的に移動させて前記被塗布部
材上に塗膜を形成するとともに、清掃部材を前記塗布器の
吐出口周辺部に摺接させつつ吐出口の長手方向に沿っ

て移動させて、吐出口周辺部に付着している塗布液を除去する塗布方法において、塗布液の除去中に清掃部材の接触範囲外にはみ出る塗布液を排除することを特徴とする塗布方法。

【請求項13】請求項8～12に記載のいずれかの塗布方法を用いて、カラーフィルターを製造することを特徴とするカラーフィルターの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、例えばカラー液晶ディスプレイ用カラーフィルター、光学フィルタ、プリント基板、集積回路、半導体等の製造分野に使用されるものであり、詳しくはガラス基板などの被塗布部材表面に塗布液を吐出しながら塗膜を形成する塗布装置および塗布方法並びにこれら装置および方法を使用したカラーフィルターの製造装置および製造方法の改良に関するものである。

【0002】

【従来の技術】カラー液晶ディスプレイ用のカラーフィルターは、そのガラス基板上に3原色の細かな格子模様を有しており、このような格子模様はガラス基板上に先ず黒の塗膜を形成した後、赤、青、緑の塗膜により塗り分けて得られる。

【0003】それ故、カラーフィルターの製造には、ガラス基板上に黒、赤、青、緑の塗布液を塗布し、これらの塗膜を順次形成していく塗工工程が必要不可欠となる。この種の塗工工程には、従来塗布装置としてスピナー、バーコータあるいはロールコータなどが使用されてきたが、塗布液の消費量を削減し、また、塗膜の物性向上を図るために近年に至ってはダイコータの使用が検討されている。

【0004】この種のダイコータの一例はたとえば特開平5-208154号公報に開示されている。この公知のダイコータは塗布器としてのスリットダイを有し、このスリットダイの吐出口から塗布液を吐出しながら、一方向に走行するフィルムなどの被塗布部材に塗膜を形成するものとなっている。

【0005】そして、近年ではこれらダイコータの吐出口には、常に正常な吐出口でもって塗布すべく、吐出口周辺部に洗浄ヘッドが備えられており、この洗浄ヘッドはスリットダイの吐出口周辺部と接触しながら、その吐出口の長手方向に移動し、この移動に伴い、吐出口周辺部に付着している塗布液を拭き取るものとなっている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】例えば、上述した洗浄ヘッドは発泡性ポリエチレンからなる弾性支持部を有し、この弾性支持部がスリットダイの吐出口にエアーシリンダーで一定圧力で押し付けられるようになっており、この際、弾性支持部は自身の弾性変形により、スリットダイの吐出口を跨ぐようにして、その吐出口に沿っ

て延びる周辺部にも密着することができる。

【0007】この場合、エアーシリンダーによる一定圧力付勢は口金の上下方向の寸法変化に容易に追従できるので便利であるが、微妙な付勢調整ができない欠点がある。拭取りを完全に行うと共に、洗浄ヘッドの摩耗によるけずれを最小にして、防塵性と長寿命を得るために、最適の付勢圧力をしなければならない。これを実現するには、洗浄ヘッドのスリットダイへの付勢を圧力で制御するのではなくて、両者の相対位置関係で制御せねばならない。

【0008】さらに、実際のスリットダイコータによる塗布製品生産にあっては、塗液種類、塗布幅が品種毎に異なるから、複数の形状寸法の異なる口金を用意して、それを品種ごとにきりかえていくのが普通である。また、同一品種であっても不測の事態に備えて予備のスリットダイを有する。これらのスリットダイの形状、特に上下方向、すなわち洗浄ヘッドの付勢方向の長さがほとんど同じならば問題ないが、異なることが多いので口金ごとに相対位置関係の調整をやりなおさなければならぬことになる。すなわち、ここでも両者の相対位置関係制御が必要となる。

【0009】さらに公知の洗浄ヘッドでは、アクリル系塗液など揮発性の高いものに対して、何ら考慮されていない。これらの塗液では拭取りを実施する前にスリットダイ先端に付着した塗液が乾燥するので単なる拭き取りだけでは吐出口を完全に洗浄できない。付着物が残っていると塗布時の基板とスリットダイ間の液だまり形状が安定なものとならず、縦筋等の塗膜欠点を誘発する。

【0010】この発明は、上述の事情に基づいて行ったもので、その第1の目的は、洗浄ヘッドの摩耗を最小にして、防塵性と長寿命を確保しつつ、塗布液の種類に関係なく塗布器の吐出口周辺部に付着している塗布液等の付着物を確実に除去できとともに、塗膜欠点のない品質の高い塗膜の形成を行うことができる塗布装置および塗布方法、並びにこれらの装置および塗布方法を用いたカラーフィルターの製造装置および製造方法を提供することにある。

【0011】また、本発明の第2の目的は、塗布液の粘度に関係なく、下向きの塗布器の吐出口周辺部に付着している塗布液等の付着物を確実に除去でき、塗膜欠点のない品質の高い塗膜の形成を行うことができる塗布装置および塗布方法、並びにこれらの装置および塗布方法を用いたカラーフィルターの製造装置および製造方法を提供することにある。

【0012】

【課題を解決するための手段】上記本発明の目的は、以下に述べる手段によって達成される。

【0013】請求項1の塗布装置は、塗布液を供給する手段と、前記供給手段から供給された塗布液を吐出するための一方向に延びる吐出口を有する塗布器と、前記塗

布器および前記塗布部材のうちの少なくとも一方を相対的に移動させて前記塗布部材上に塗膜を形成するための移動手段とを備えた塗布装置において、(A)前記塗布器の吐出口周辺部に摺接しながら吐出口の長手方向に沿って移動し、吐出口周辺部に付着している塗布液を除去する清掃部材と、(B)前記塗布器の吐出口位置を検知する検知手段と、(C)前記検知手段による吐出口位置の測定値により、塗布器の吐出口位置を基準にして、清掃部材と塗布器との摺接時における両者間の相対位置を一定に制御する制御手段とを備えたことを特徴とする塗布装置である。

【0014】請求項1の塗布装置によれば、清掃時の塗布器と清掃部材の相対位置関係が塗布器の吐出口位置の検知手段と制御手段によって、塗布器の上下方向の寸法がいかなるものであっても、一定に設定されるので常に同じ状態で拭取清掃することが可能となる。

【0015】請求項2の塗布装置は、塗布液を供給する手段と、前記供給手段から供給された塗布液を吐出するための一方に向延びる吐出口を有する塗布器と、前記塗布器および前記塗布部材のうちの少なくとも一方を相対的に移動させて前記塗布部材上に塗膜を形成するための移動手段とを備えた塗布装置において、(A)洗浄液を前記塗布器の吐出口周辺部に付着させる洗浄液付着手段と、(B)前記吐出口周辺部に摺接しながら吐出口の長手方向に沿って移動し、吐出口周辺部に付着している塗布液を除去する清掃部材とを備えたことを特徴とする塗布装置である。

【0016】請求項2の塗布装置によれば、塗布器吐出口から吐出後、すぐに乾燥するような揮発性の高い塗布液であっても、その洗浄液を付着させてから清掃するのであるから吐出口付近の付着物を完全に除去することができる。

【0017】請求項3の塗布装置は、塗布液を供給する手段と、前記供給手段から供給された塗布液を吐出するための一方に向延びる吐出口を有する塗布器と、前記塗布器および前記塗布部材のうちの少なくとも一方を相対的に移動させて前記塗布部材上に塗膜を形成するための移動手段とを備えた塗布装置において、(A)前記塗布器の吐出口を包囲する包囲手段と、(B)前記包囲手段の内部に位置し、塗布液の溶剤蒸気を発生させる溶剤蒸気発生手段とを備えたことを特徴とする塗布装置である。

【0018】請求項3の塗布装置によれば、塗布器の吐出口近傍が溶剤蒸気で満たされ、蒸発しやすい種類の塗布液でも塗布液の蒸発による固化が防止でき、液体のままであるので、清掃部材による拭取りによって付着物を完全に除去できる。

【0019】請求項4の塗布装置は、塗布器の吐出口周辺部に、除去した塗布液を溜める液だめ部を備えたことを特徴とする塗布装置である。

【0020】請求項4の塗布装置によれば、粘度が低く流動しやすい塗布液が塗布器斜面をを伝わって吐出口に再付着することと、残留塗布液が固体化して清掃部材と塗布器の摺接を妨げることを防止できる。

【0021】請求項5の塗布装置は、請求項4の塗布装置において、液だめ部に溜まっている塗布液を排出する排出ユニットを備えていることを特徴とする塗布装置である。

【0022】請求項6の塗布装置は、清掃部材の接触領域外にはみ出し、吐出口周辺部に残存している塗布液を排出する排出器を備えたことを特徴とする塗布装置である。

【0023】請求項6の塗布装置によれば、請求項9の塗布装置と同様の効果がえられる。請求項7のカラーフィルターの製造装置は、請求項1～6のいずれかに記載の塗布装置を備えることを特徴とするカラーフィルターの製造装置である。

【0024】請求項7のカラーフィルター製造装置に請求項1～6に記載のいずれかの塗布装置を使用してカラーフィルターを製造するので、高い品質のカラーフィルターがえられる。

【0025】請求項8の塗布方法は、塗布器の一方に向延びる吐出口から塗布液を吐出しながら、前記塗布器および被塗布部材のうちの少なくとも一方を相対的に移動させて前記被塗布部材上に塗膜を形成する塗布方法において、前記吐出口の清掃部材を吐出口に対して初期位置決めした後に、清掃部材を吐出口周辺部に摺接させつつ吐出口の長手方向に沿って移動させることにより、前記吐出口周辺部に付着している塗布液を除去することを特徴とする塗布方法である。

【0026】請求項8の塗布方法によれば、塗布器の上下方向寸法が異なっても、塗布器吐出口と清掃部材の相対位置を常に同じ最適な付勢で清掃ができ、清掃部材の防塵・長寿命化を達成しつつ確実に吐出口の付着物を完全除去できる。

【0027】請求項9の塗布方法は、前記吐出口の清掃部材を吐出口に対して初期位置決めするとともに、前記吐出口に洗浄液を付着させた後に、前記清掃部材を吐出口の長手方向に沿って移動させることを特徴とする塗布方法である。

【0028】請求項9の塗布方法によれば、吐出後、吐出口に乾燥して付着する揮発性の高い塗布液であっても、洗浄液によってその付着物を溶かしてから清掃を行うので、付着物を確実に除去することができる。

【0029】請求項10の塗布方法は、前記吐出口の清掃部材を吐出口に対して初期位置決めするとともに、前記吐出口周辺部に塗布液の溶剤蒸気を充满させた後に、前記清掃部材を吐出口の長手方向に沿って移動させることを特徴とする塗布方法である。

【0030】請求項10の塗布方法によれば、揮発性の

高い塗布液であっても吐出口付近に付着した残留塗布液の蒸発が防止され、固化せずに液体の状態を保っているから、摺接によって残留付着物を完全に清掃除去することができる。

【0031】請求項11の塗布方法は、塗布液の除去中に清掃部材の接触範囲外にはみ出る塗布液を、塗布器に設けた液溜め部に溜めることを特徴とする塗布方法である。

【0032】請求項11の塗布方法によれば、粘度が低く流動しやすい塗布液が塗布器斜面をを伝わって吐出口に再付着することと、残留塗布液が固体化して清掃部材と塗布器の摺接を妨げることを防止できる。

【0033】請求項12の塗布方法は、塗布液の除去中に清掃部材の接触範囲外にはみ出る塗布液を排除することを特徴とする塗布方法である。

【0034】請求項12の塗布方法によれば、請求項1の塗布方法と同様の効果がえられる。

【0035】請求項13のカラーフィルターの製造方法は、請求項8～12に記載のいずれかの塗布方法を用いて、カラーフィルターを製造することを特徴とするカラーフィルターの製造方法である。

【0036】請求項13のカラーフィルターの製造方法は、請求項8～12に記載のいずれかの塗布方法を用いてカラーフィルターを製造するので、高い品質のカラーフィルターを製造できる。

【0037】

【発明の実施の態様】以下、この発明の好ましい一実施形態を図面に基づいて説明する。

【0038】図1は、この発明に係る塗布装置の全体斜視図、図2は図1のステージ6とスリットダイ40回りの模式図である。

【0039】図1には、本発明になるカラー液晶ディスプレイ用カラーフィルターの製造に適用される塗布装置、すなわちいわゆるダイコータが示されており、このダイコータは基台2を備えている。基台2上には一对のガイド溝レール4が設けられており、これらガイド溝レール4には保持体としてのステージ6が配置され、このステージ6の上面は走行方向に対して長く、真空吸引によって2枚の被塗布部材A、Bが固定可能なサクション面として構成されている。ステージ6は一对のスライド脚8を介してガイド溝レール4上を水平方向に往復動自在となっている。

【0040】一对のガイド溝レール4間に、図2に示す送りねじ機構12、14、16を内蔵したケーシング12が配置されており、ケーシング12はガイド溝レール4に沿って水平方向に延びている。送りねじ機構14、16、18は、図2に示されているようにボールねじからなるフィードスクリュー14を有しており、フィードスクリュー14はステージ6の下面に固定されたナット状のコネクタ16にねじ込まれ、このコネクタ16

を貫通して延びている。フィードスクリュー14の両端部は図示しない軸受に回転自在に支持されており、その一端にはACサーボモータ18が連結されている。

【0041】図1に示されているように、基台2の上面にはほぼ中央に逆L字形のダイ支柱24が配置されている。ダイ支柱24の先端はステージ6の往復動経路の上方に位置付けられており、その先端には昇降機構26が取り付けられている。昇降機構26は図3のように昇降可能な昇降ブラケット31を備えており、この昇降ブラケット31は昇降機構26におけるケーシング28内の一対のガイドロッドに昇降自在に取り付けられている。また、ケーシング28内にはガイドロッド間にボールねじからなるフィードスクリュー33もまた回転自在にして配置されており、昇降ブラケットは、そのフィードスクリューに対しナット型のコネクタを介して連結されている。フィードスクリューの上端にはACサーボモータ30が、接続されており、このACサーボモータ30はケーシング28の上面に取り付けられている。

【0042】昇降ブラケットには支持軸(図示しない)を介してダイホルダ32が取り付けられており、このダイホルダ32はコ字形をなしかつ一対のガイド溝レール4の上方をこれらレール4間に亘って水平に延びている。ダイホルダ32の支持軸は昇降ブラケット内にて回転自在に支持されており、これにより、ダイホルダ32は支持軸とともに垂直面内で回転可能となっている。

【0043】昇降ブラケットには水平バー36が固定されており、この水平バー36はダイホルダ32の上方に位置し、ダイホルダ32に沿って延びている。水平バー36の両端部には、電磁作動型のリニアアクチュエータ38がそれぞれ取り付けられており、これらリニアアクチュエータ38は水平バー36の下面から突出する伸縮ロッドを有している。これらの伸縮ロッドは下端がダイホルダ32の両端にそれぞれ接続されている。

【0044】ダイホルダ32内には塗布器としてのスリットダイ40が保持されており、図1から明らかなようにスリットダイ40はステージ6の往復動方向と直交する方向、つまり、ダイホルダ32の長手方向に水平に延び、そして、その両端にてダイホルダ32に支持されている。

【0045】図2に示されているように、スリットダイ40からは塗布液の供給ホース42が延びており、この供給ホース42の先端はシンジポンプ44、つまり、その電磁切換え弁46の供給ポートに接続されている。電磁切換え弁46の吸引ポートからは吸引ホース48が延びており、この吸引ホース48の先端部は、塗布液を蓄えたタンク50内に挿入されている。

【0046】シンジポンプ44のポンプ本体52は、電磁切換え弁46の切換え作動により、供給ホース42および吸引ホース48の一方に選択的に接続可能となっている。そして、これら電磁切換え弁46およびポンプ

本体52はコンピュータ54に電気的に接続されており、このコンピュータ54からの制御信号を受けて、これらの作動が制御されるようになっている。

【0047】さらに、シリンジポンプ44の作動を制御するため、コンピュータ54にはシーケンサ56もまた電気的に接続されている。このシーケンサ56は、ステージ6側のフィードスクリュー14のためのACサーボモータ18や、昇降機構26側のACサーボモータ30、また、リニアアクチュエータ38の作動をシーケンス制御するものであり、そのシーケンス制御のために、シーケンサ56にはACサーボモータ18、30の作動状態を示す信号、ステージ6の移動位置を検出する位置センサ58からの信号、そして、スリットダイ40の作動状態を検出するセンサ（図示しない）からの信号などが入力されるようになっており、一方、シーケンサ56からはシーケンス動作を示す信号がコンピュータ54に出力されるようになっている。なお、位置センサ58を使用する代わりに、ACサーボモータ18にエンコーダを組み込み、このエンコーダから出力されるパルス信号に基づき、シーケンサ56にてステージ6の移動位置を検出することも可能である。また、シーケンサ56自体にコンピュータ54による制御を組み込むことも可能である。

【0048】図2に概略的に示されているように、スリットダイ40はステージ6の往復動方向と直交する方向、すなわち幅方向に長尺なブロックであるフロントリップ59およびリアリップ60を有している。これらリップ59、60はステージ6の往復動方向に向かい合わせ、図示しない複数の連結ボルトにより相互に一体的に結合されている。両リップ59、60の結合により、スリットダイ40の下部は先細形状をなしたノズル部として形成されている。

【0049】スリットダイ40内にはその中央部分に位置してマニホールド62が形成されており、このマニホールド62はスリットダイ40の幅方向へ水平に延びている。マニホールド62は前述した塗布液の供給ホース42に内部通路（図示しない）を介して常時接続されており、これにより、マニホールド62は塗布液の供給を受けることができる。

【0050】スリットダイ40の内部にはその上端がマニホールド62に連通したスリット64が形成されており、このスリット64の下端がスリットダイ40の下面にて開口している。すなわち、スリット64の下端開口がスリットダイ40の吐出口として形成されている。具体的には、スリット64はフロントリップ59とリアリップ60との間に挟み込んだシムによって確保されている。

【0051】再度、図1を参照すると、基台2の上面にはダイ支柱24よりも手前側にセンサ柱20が配置されている。このセンサ支柱20もまた前述したダイ支柱2

4と同様に逆L字形をなし、その先端がステージ6の往復動経路の上方に位置付けられている。

【0052】センサ支柱20の先端には昇降アクチュエータ21を介して厚みセンサ22が取り付けられている。この厚みセンサ22は、ステージ6上にカラーフィルターの基板、つまり、ガラス基板Aが載置されたとき、昇降アクチュエータ21により所定の位置まで降下され、この降下位置にて、ステージ6上のガラス基板Aの厚さを光学的に検出し、その厚さに対応した検出信号をコンピュータ54に出力する。具体的には、厚みセンサ22は、測定対象であるガラス基板Aに向けて測定光を射出する光源と、ガラス基板Aの上面および下面からの反射光をそれぞれ受光する受光部と、受光部への反射光の入射位置の差に基づき、ガラス基板Aの厚みを演算する演算回路部とから構成されている。なお、昇降アクチュエータ21の作動はコンピュータ54によって制御されるようになっており、また、厚みセンサ22としては上述のタイプに限らず、レーザ変位計、電子マイクロ変位計、超音波厚さ計などを使用することができる。

【0053】ステージ6の先端には、ステージの吸着面とスリットダイ40の吐出口先端68との距離を測るうず電流式のセンサー202が左右一対ブラケット204を介して備えられている。このセンサーの上面はステージの吸着面と同一になるよう設置されている。このセンサーの検出範囲は2mmであり、分解能は10μである。なおセンサーとしては光電センサー、超音波センサー、静電容量センサーなどの非接触形のほか、差動トランジストの接触型センサーを用いてもよい。

【0054】さらに図3に示されているように、スリットダイ40の前述した昇降ブラケット31とダイ支柱24との間には、光学式のリニアスケール206が設けられており、このリニアスケール206によって、昇降ブラケット31すなわちダイホールダ32の上下方向の位置を検知し、その検知信号を出力できるものとなっている。上述した一対のセンサー202およびリニアスケール206は前述したコンピュータ54に電気的に接続されており、それらの検知信号を受信することができる。

【0055】図1をさらに参照すると、センサ支柱20とダイ支柱24との間には、塗布液のための回収・清掃機構70が設けられている。この回収・清掃機構70はサブ基台72を備えており、このサブ基台72は前述した基台2の外側面から側方に延びている。サブ基台72上にはキャリアガイド74が配置されており、このキャリアガイド74はスリットダイ40の長手方向、つまり、ステージ6の往復動方向と直交する方向に延びている。キャリアガイド74上には矩形のキャリア76が摺動自在にして取り付けられており、このキャリア76にはボールねじからなるフィードスクリュー78が貫通されている。フィードスクリュー78はキャリア76の摺動方向、すなわち、キャリアガイド74に沿って延びて

おり、その両端部は一対の軸受80に回転自在に支持されている。これら軸受80はキャリアガイド74上に立設されている。さらに、基台2から遠く離れた側のフィードスクリュー78の一端は軸受80から突出し、電動モータ82の出力軸に連結されている。この電動モータ82はモータ取付け板84を介してサブ基台72に支持されている。

【0056】キャリア76の四隅からは4本のガイドロッド86が上方に向けて突出されており、これらガイドロッド86には昇降ブラケット88が昇降自在にして取り付けられている。この昇降ブラケット88とキャリア76とは、図4から明らかなようにキャリア76の中央に位置したエアシリンダ90を介して相互に連結されており、このエアシリンダ90は昇降ブラケット88を支持するとともに、昇降ブラケット88のレベル位置を調整する。そして、昇降部ブラケット88の先端には上面が開口したガター92が取り付けられている。ガター92は回収孔98があり、図示されていないチューブを通してガター92にたまつた液を排出する。

【0057】図4には前述したスリットダイ40もまた示されており、この実施例の場合、スリットダイ40のノズル部40aはその下面にスリット64の下端、すなわち、吐出口が開口されている。ノズル部40aの下面は水平な平坦面である。

【0058】昇降ブラケット88には、上面が開口したガター92が受け部材として取り付けられており、このガター92は電動モータ82側とは反対側で水平に延びている。図5から明らかなようにガター92はスリットダイ40よりも十分に大きく、このスリット40を下方から覆うことができる。

【0059】ガター92内にはその先端部に位置して板状の一対の清掃部材94が配置されており、これら清掃部材94は後述する支持ユニット96を介してガター92に取り付けられている。これら清掃部材94はガター92の長手方向に所定の間隔を存して位置付けられており、これら清掃部材94の上面はスリットダイ40のノズル部40aと合致する形状を有し、これにより、そのノズル部40aに密着することができる。スリットダイ40のノズル部40aはその両面側が水平面に対してたとえば45°の角度を存している。

【0060】さらに、清掃部材94の表面は高分子樹脂からなり、その高分子樹脂としてはテフロン樹脂、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリプロピレン樹脂、フッ素樹脂、ポリブタジエン樹脂、ニトリルゴム、シリコーンゴム、エチレン・酢酸ビニル共重合体などの一種または二種以上を混合したものを用いることができる。また、これらの中でも、スリットダイ40のノズル部40aに対して密着性や塗布液中に含まれる溶剤に対する耐性、さらには耐久性に優れたものが好ましく、これらの点を考慮すると、シリコーンゴムが最も

好ましいものとなる。なお、清掃部材94の表面以外の部分はその表面と同様な高分子樹脂であってもよいし、また、全く異なる材質であってもよい。さらにまた、スリットダイ40におけるノズル部40aの密着性を十分に確保するため、清掃部材94はその厚さが2mm以上、たとえば5mmに設定され、所定の堅さが確保されている。

【0061】また、図4に示すように清掃部材94の間の中央には、洗浄液吐出ノズル208が備えられている。このノズルは内径1mm、外径2mmのステンレス製パイプであり、その上流側は図示されてない洗浄液ポンプと洗浄液タンクに接続されている。洗浄液はこのノズルから所定の高さまで噴き出し、その高さは洗浄液ポンプの吐出量を変化させることで任意に調節できる。このノズルにパイプではなくて洗浄液が扇状に広がる噴霧タイプのものを使用してもよい。

【0062】ガター92の内底面にはその中央部分の2ヶ所に排出口98（図5参照）が形成されており、これら排出口98は図4のようにニップル100を介して排出ホースに接続されている。この排出ホース102はガター92の外底面に沿ってキャリア76まで延び、そして、このキャリア76およびキャリアガイド74を貫通して、サブ基台72内まで延びている。なお、図示されていないけれども、キャリアガイド74には排出ホース102をサブ基台72内に導くための開口が形成されており、この開口はフィードスクリュー78に沿って延びている。

【0063】サブ基台72内において、排出ホース102はキャリア76の移動を許容するのに十分な長さを有しており、その先端は廃液タンク104の蓋を貫通して、この廃液タンク104内に挿入されている。廃液タンク104の蓋には吸引ホース106が貫通して取り付けられており、この吸引ホース106は真空ポンプ108に接続されている。

【0064】上述した回収・清掃機構70の電動モータ82、エアシリンダ90を伸縮作動させる方向切換弁および真空ポンプ108は前述したシーケンサ56に電気的に接続され、このシーケンサ56は回収・清掃機構70の作動をも制御する。

【0065】次にカラーフィルターの製造に係わる一工程、つまり上述したダイコータを使用して行われる塗布方法を説明する。まず、スリットダイ40をダイホールダ32にとりつけて塗布前の準備工程を実行する。すなわち、センサー202がスリットダイ40の吐出口先端68の直下にくるようステージ6を移動させる。ついでスリットダイ40を昇降ブラケット31を下降させることによってゆっくり下側に移動させ、左右のセンサー202と、吐出口先端68との距離K1L、K1Rを測定する。

【0066】この測定結果に基づき、第1間隔K1L、

K 1 R 間の差が所定値以上であると、コンピュータ 54 はシーケンサ 56 を介して昇降機構 26 におけるリニアアクチュエータ 38 a を駆動し、第 1 間隔 K 1 L, K 1 R 間の差が所定値以内だとえば 3 μm 以内に収まるべくダイホルダ 32 を図 1 中矢印 R で示すように回転させる。これにより、ダイホルダ 32 に取り付けられたスリットダイ 40 の吐出口 68 はその幅方向でみてほぼ水平となるように調整される。調整が終了すれば、ブレーキ(図示せず)がダイホルダ 32 を固定する。

【0067】このようにしてスリットダイ 40 における吐出口先端 68 の水平調整が完了すると、コンピュータ 54 はこの時点での間隔 K 1 L を離間距離 K 3 として設定し(距離測定プロセス)、同時にリニアスケール 20 6 からの検出信号に基づき、ダイホルダ 32 のレベル位置 Z を読み込む(レベル検出プロセス)。

【0068】そして、コンピュータ 54 は、離間距離 K 3 およびレベル Z に基づき、参照レベル Y を次式に基づいて算出する(算出プロセス)。

【0069】 $Y = Z - K 3$

ここで、参照レベル Y は上式から明らかなようにスリットダイ 40 の吐出口 68 がステージ 6 の上面まで降下したとき、リニアスケール 86 から出力される検出信号、つまり、ダイホルダ 32 のレベル位置を示している。ついで、清掃部材とスリットダイ 40 の吐出口 68 が係合する係合参照レベル YC を

$$YC = Y + a$$

で計算する。a はコータに固有の値であり、一定値としてコンピュータ 54 に覚え込ませておくものでスリットダイ 40 がいかなるものであってもその値はかわらない。a の値はあらかじめ事前に清掃を行って、ゴムの摩耗、拭取り能力を評価指標にして最適な値を決めておかなければならない。

【0070】上述したようにして参照レベル Y と係合参照レベル YC が決定されると(セッティングステップ)、スリットダイ 40 およびステージ 6 は原点復帰される。つまり、スリットダイ 40 は所定の位置まで上昇され、ステージ 6 は初期位置まで復動される。

【0071】ダイホルダ 32 の参照レベル Y を設定するにあたり、昇降機構 26 およびステージ 6 の作動制御は、前述したシーケンサ 56 本来のシーケンス制御とは独立して実施される。

【0072】次に塗布工程に入る。ここではまず図 1 に示す如く基台 2 に対して側方の待機位置に位置付けられていたガター 92 を、回収・清掃機構 70 の電動モータ 82 によりフィードスクリュー 78 を一方向に回転して、キャリア 76 とともに待機位置から回収位置まで移動させる。この回収位置では、ガター 92 の清掃部材 94 はスリットダイ 40 の一方の端部の下方に位置付けられている。

【0073】この状態で、シリンジポンプ 44 の電磁切

換え弁 46 がポンプ本体 52 と吸引ホース 48 との間を接続すべく切換え作動され、ポンプ本体 52 はその内部にタンク 50 内の塗布液を吸引ホース 48 を通じて吸引する。この後、シリンジポンプ 44 の電磁切換え弁 46 はポンプ本体 52 と供給ホース 42 との間を接続すべく切換え作動され、ポンプ本体 52 はその内部の塗布液を供給ホース 42 を通じてスリットダイ 40 に向けて吐出する。この吸引・吐出動作を繰り返して経路内の空気を全て排出する。

【0074】スリットダイ 40 の吐出口から吐出された塗布液はガター 92 に受け取られ、そして、このガター 92 から排出ホース 102 を通じて廃液タンク 104 に排出される。ここで、廃液タンク 104 内は真空ポンプ 108 および吸引ホース 106 により排気されているので、ガター 92 内の塗布液は廃液タンク 104 に良好に導かれる。

【0075】上述したようにしてスリットダイ 40 内が塗布液で満たされると、直前の塗布準備作動として、シリンジポンプ 44 の電磁切換え弁 46 はポンプ本体 52 と吸引ホース 48 とを接続すべく切換え作動され、ポンプ本体 52 はタンク 50 内の塗布液を吸引ホース 48 を通じて、その内部に所定量の塗布液を吸引し、そして、シリンジポンプ 44 はその電磁切換え弁 46 がポンプ本体 52 と供給ホース 42 とを接続すべく切換え作動された状態で待機する。

【0076】この状態でダイホルダ 32 のレベル位置を係合参照レベル YC まで下降させ、スリットダイ 40 の吐出口先端 68 が清掃のための最適位置にセットされる。

【0077】そして、回収・清掃機構 70 において、そのエアシリング 90 がその最終点まで伸張されることにより、ガター 92 がスリットダイ 40 に向けて上昇され、一対の清掃部材 94 がスリットダイ 40 の端部に当接される。

【0078】この後、ガター 92 がその待機位置に向けて移動させると、一対の清掃部材 94 がスリットダイ 40 のノズル部 40 a、すなわち、スリットダイ 40 の吐出口を含む吐出口周辺部に密着した状態で、このノズル部 40 a に対して接接し、これら清掃部材 94 はスリットダイ 40 のノズル部 40 a の外面に付着している塗布液を焼き取りながら除去する。

【0079】一対の清掃部材 94 はノズル部 40 a に対して接接するときには完全に密着した状態にあるから、ノズル部 40 a と傾斜面との間の境目も含め、ノズル部 40 a の全域に亘ってその外面に付着している塗布液を完全に除去することができる。ここで、口金形状が上下方向、すなわち清掃部材の付勢方向に寸法変化しても、それに応じて自動的に係合参照レベル YC がセットされるから、清掃部材とノズル部 40 a の密着性が再現でき、同様に残留している塗布液を完全に除去すること

ができる。また、清掃部材のスリットダイへの付勢力を圧力ではなくて位置レベルで細かく制御できるので最適な付勢力で、接觸でき、清掃部材の摩耗を最小にすることができる。

【0080】さて、スリットダイ40のノズル部40aから除去された塗布液は、清掃部材94および支持ユニット96の外面を伝ってガター92に受け取られる。

【0081】ガター92が待機位置の上方まで戻されると、この後、前述のエアシリング90が収縮される。

【0082】一方、ステージ6には図示しないローダーを介してガラス基板Aが位置決めされた状態で載置され、このガラス基板Aはステージ6の上面にサクションにより吸着保持される。

【0083】ガラス基板Aのローディング完了すると、厚みセンサ22が下降し、この厚みセンサ22によりステージ6上のガラス基板Aの厚さが光学的に検出され、その検出信号がコンピュータ54に供給される。厚みの測定が完了すると、厚みセンサ22は元の位置まで上昇される。

【0084】この後、ステージ6がスリットダイ40に向けて往動され、そのガラス基板A上への塗膜の形成開始ラインがスリットダイ40の吐出口位置に達した時点で、ステージ6の往動が一旦停止される。

【0085】そして、スリットダイ40は、既に測定されているガラス基板Aの厚みを考慮して下降され、スリットダイ40の吐出口とガラス基板Aとの間に所定のクリアランスが確保される。ここで、ガター92は待機位置に戻されているから、ガター92がスリットダイ40の下降を阻害することはない。

【0086】クリアランスが確保されたら、シリジポンプ44を吐出動作させて、スリットダイ40から塗布液を吐出し、吐出口先端68とガラス基板Aとの間に液溜まりCを形成する。このような液溜まりCの形成とともに、スリットダイ40、つまり、その吐出口からの塗布液の吐出を継続しながら、ステージ6を一定の速度で往動方向に進行させると、図2に示されているようにガラス基板Aの上面に塗布液の塗膜Dが連続して形成される。

【0087】ステージ6の進行に伴い、ガラス基板A上にて塗膜Dの形成を終了すべき形成終了ラインがスリットダイ40の吐出口の直前位置に到達すると、この時点で、シリジポンプ44の吐出動作が停止される。このようにしてスリットダイ40からの塗布液の吐出が停止されても、ガラス基板A上においてはその液溜まりCの塗布液を消費（スキージ）しながら、塗膜Dの形成が形成終了ラインまで継続される。なお、ガラス基板A上の形成終了ラインがスリットダイ40の吐出口を通過した時点で、シリジポンプ44の吐出動作を停止するようにもよい。シリジポンプ44の吐出動作が停止されると、このシリジポンプ44はわずかに吸引動作を行

い、スリットダイ40におけるスリット64内の塗布液をマニホールド62側に吸い戻す。このようなシリジポンプ44の吸い戻し動作と同時に、スリットダイ40は元の位置まで上昇される。

【0088】一方、ステージ6の往動はスリットダイ40からの塗布液の吐出が停止されても継続され、ステージ6がガイド溝レール4の終端に到達した時点で、その往動が停止される。この後、ステージ6上へのガラス基板Aのサクションが解除され、塗膜Dが形成されたガラス基板Aはアンローダによりステージ6から取り外され、そして、次工程に向けて供給される。

【0089】ステージ6がスリットダイ40を通過した後、ガター92は再び待機位置から回収位置に移動される。この状態で、シリジポンプ44は吸い戻した量だけ、塗布液を吐出し、スリットダイ40のスリット64内に空気が残るのを防止する。この際、スリットダイ40の吐出口から塗布液が吐出されても、その塗布液はガター92に受けとられる。

【0090】この後、スリットダイ40は、ダイホールダ32が係合参照レベルになる位置まで下降し、その時上昇した清掃部材と接觸する。ついでガター92が、その待機位置に戻されるので清掃部材94は前述のようにスリットダイ40のノズル部40aに付着している塗布液を掻き取って除去する。

【0091】ガター92が待機位置に戻されると、ステージ6は図1に示す初期位置まで戻され、これにより、一連の塗布工程が完了する。なお、初期位置にて、ステージ6は新たなガラス基板Aがローディングされるまで待機し、そして、シリジポンプ44は前述した塗布準備動作を行って待機する。

【0092】また、アクリル系塗布液等、溶剤に揮発性の高いものを吐出した後には、図4のノズル208から洗浄液、たとえば塗布液に使用しているのと同じ溶剤を吐出させる。すなわち清掃のためにガターが回収位置にあり、スリットダイ40が係合参照レベルYCまで下降している時に、ノズル208から洗浄液をノズル208の口から2mmの高さまで噴出しつつ、エアシリング90を伸長させ一対の清掃部材94をスリットダイ40の端部に当接させる。

【0093】この状態でガター92を待機位置に向けて移動させると、一対の清掃部材のうち、進行方向前方側の部材94aがノズル部40aの残留塗布液を除去しつつ、除去した面にノズル208から洗浄液を付着させて、その洗浄液を一対の清掃部材の進行方向後方側の部材94bで拭きとることになる。この時、前方側の部材94aでは液体状のものは掻き取れるが、揮発性の高いために蒸発して固体化しノズル部40aに付着している付着物は除去できない。それがノズル208から噴出される洗浄液で、再び溶解して液体状となり、それを後方側の部材94bで除去するので、揮発性が高く固化しや

すい塗液の場合でも容易にノズル部40aの清掃を行うことができる。また前方側の部材94aを省略して残留塗布液と洗浄液を同時に後方側の部材94bで除去してもよい。洗浄液は、塗布液の溶剤が蒸発して残った付着物を溶かすものなら何でもよく、塗布液の溶剤の他、塗布液自身でもよい。

【0094】図6は揮発しやすい塗布液に対する別の実施態様を示すステージ走行方向の断面図であり、図7は図6のステージ幅方向の断面図である。ここではガター92上に、図7に示すようにガター92の走行方向に清掃部材94に隣接した位置に溶剤蒸発機220を設けている。この蒸発機はスリットダイ40の吐出口先端68を包み込むカバー222と側面カバー223よりなる遮閉ユニット225、各カバーの先端にあってスリットダイ40と当接して外気と遮閉ユニット内部との流れを遮断するシール224、さらに、遮閉ユニットの内部にあって孔部227より溶剤蒸気を噴出するパイプ226から構成されている。

【0095】なお、遮閉ユニットのシール224とスリットダイ40の接触点は、清掃部材による拭取り時にシール224とスリットダイ40の干渉をさけるために、清掃部材の底面95より下方になければならない。さらにまた、側面カバー223のシールはスリットダイ40の幅方向の吐出口のないところ310に接触するように配置する。パイプ226への溶剤蒸気の供給は図8の溶剤蒸気供給装置240で行う。この溶剤蒸気供給装置240は、ヒータ等よりなる加熱源232と蒸気の流出を制御する開閉バルブ234から構成されている。そしてバルブ234からチューブ236を通じてパイプ226に溶剤蒸気が供給される。チューブ236は結露防止のために保温するかヒータ等で適切な温度に加熱する。

【0096】ここで、発生蒸気量の制御は加熱源232の温度を制御することによって行う。この実施態様によれば、塗液の溶剤の蒸気を遮閉ユニット225、スリットダイ40で閉じられた空間（閉空間）にみたすので、そこで溶剤の湿度が飽和し、スリットダイ40の吐出口に塗液があっても蒸発できなくなる。

【0097】したがって、塗布した直後に図6の実施態様のように溶剤蒸気の雰囲気にスリットダイ40の吐出口をさらせば、塗液が乾燥せず固化しないので、この状態で清掃部材を密着させて拭きとれば完全に残留物なしにスリットダイ40のノズル部40aを清掃することができる。なお拭き取った残留塗布液はガター92の排出口98、排出ホース102を通じて、廃液タンクへ導かれる。一方、遮閉ユニット225内で結露した溶剤や、塗布準備動作中にスリットダイ40から吐出した塗布液もガター排出口98、排出ホース302、図示しない開閉バルブを通じて廃液タンクへ導かれる。本実施態様の装置を使った清掃の手順は次のようになる。まず、清掃や塗布準備動作等で塗液吐出を行う時に、まずガター9

2を回収位置にだす。この時、遮閉ユニット225とスリットダイ40は上下方向にはなれた位置にあり、両者は干渉しない。ここで回収位置とは、図7のように清掃部材94が幅方向でスリットダイより飛び出し、遮閉カバー208がスリットダイと密着できる領域にある位置をいう。この位置で塗布準備動作中の塗液の吐出を行う。塗液の吐出を終了したらスリットダイ40を遮閉ユニットについているシール226に当接するまで下降させて、閉空間を構成する。ついで溶剤蒸気供給装置240のバルブ234を開き、溶剤蒸気をパイプ226から噴出させ、閉空間を溶剤の蒸気で満たす。これによって塗布液の蒸発が防止できる。つぎに一連の準備が完了したらバルブ234を閉じて、溶剤蒸気の供給をやめ、スリットダイ40を一度原点位置まで上昇させる。ついで清掃部材94をスリットダイ40の端部の直下にくるよう移動してからスリットダイ40をダイホルダ32が係合参照レベルYCになるまで下降させる。そして清掃部材94を上昇させて清掃部材94をスリットダイ40のノズル部40aに密着させ、その状態でガター92を待機位置まで移動させ、ノズル部40aの付着物を完全に除去する。本実施態様ではスリットダイの吐出口を塗布液溶剤蒸気で充満した雰囲気にするので吐出口の残留塗布液は蒸発せず、液体の状態のままにあるから、この状態で清掃部材で拭き取れば残留付着物を完全に除去できる。

【0098】上述した中で、清掃部材は遮閉カバーの中側にあってもよい。さらに遮閉カバーとスリットダイのシールを行わず、隙間を開けていてもよい。さらに、遮閉カバーで閉空間を構成している時に塗布動作準備等で塗布液の吐出を行ってもよい。遮閉カバーとスリットダイで構成した閉空間内の溶剤温度をセンサーを設けて一定のものに制御することも可能である。さらに、遮閉ユニットとスリットダイ40の接触で構成された閉空間内では飽和蒸気になっていることが望ましいから、スリットダイ40下面で結露して溶剤が付着するほど溶剤蒸気を供給してもよい。また、パイプ226の内径は1～30mm、肉厚は0.5～5mm、パイプ226上の孔227の径は0.5～3mmが望ましい。

【0099】なお、遮蔽カバー222、側面カバー223は、電動あるいはエアーシリンダー等で自動開閉するようにしてもよい。

【0100】次に、図9～図13を参照して、上述した実施態様とは別の本発明の実施態様を以下に説明する。

【0101】図9は、スリットダイ40と回収清掃機構の相互関係を示した概略斜視図、図10は清掃部材94とスリットダイ40の下端面が接触した時の幅方向断面図である。

【0102】図10を参照すると、清掃部材94の上端面の近くにスリットダイのノズル部40aにみぞ301a、301bがスリットダイ先端両側に設けられてい

る。このみぞ301a、301bはスリット64方向に向かうにしたがって下方向にたれ下がる角みぞであり、図9のようにスリットダイの長手方向にわたって延びている。そしてスリットダイの長手方向ではガター92支持部分に向かう、即ち図9の矢印方向に向かうにしたがって下降する傾斜が設けられている。傾斜角は1~30°が望ましい。

【0103】次にカラーフィルターの製造に係わる一工程、つまり上述したダイコータを使用して行われる塗布方法を説明する。

【0104】まず図1に示す如くテーブル6が初期位置にあり、さらに基台2に対して側方の待機位置に位置付けられていたガター92を、回収・清掃機構70の電動モータ82によりフィードスクリュー78を一方向に回転して、キャリア76とともに待機位置から回収位置まで移動させる。この回収位置では、ガター92の清掃部材94はスリットダイ40の一方の端部の下方に位置付けられている。

【0105】この状態で、シリジポンプ44の電磁切換え弁46がポンプ本体52と吸引ホース48との間を接続すべく切換え作動され、ポンプ本体52はその内部にタンク50内の塗布液を吸引ホース48を通じて吸引する。この後、シリジポンプ44の電磁切換え弁46はポンプ本体52と供給ホース42との間を接続すべく切換え作動され、ポンプ本体52はその内部の塗布液を供給ホース42を通じてスリットダイ40に向けて吐出する。この吸引・吐出動作を繰り返して経路内の空気を全て排出する。

【0106】スリットダイ40の吐出口から吐出された塗布液はガター92に受け取られ、そして、このガター92から回収孔98を通して図示しない廃液タンクに排出される。上述したようにしてスリットダイ40内が塗布液で満たされると、直前の塗布準備作動として、シリジポンプ44の電磁切換え弁46はポンプ本体52と吸引ホース48とを接続すべく切換え作動され、ポンプ本体52はタンク50内の塗布液を吸引ホース48を通じて、その内部に所定量の塗布液を吸引し、そして、シリジポンプ44はその電磁切換え弁46がポンプ本体52と供給ホース42とを接続すべく切換え作動された状態で待機する。

【0107】この状態でダイホルダ32を所定位置をまで下降させ、スリットダイ40の吐出口先端68が清掃のための最適位置にセットされる。

【0108】そして、回収・清掃機構70において、そのエアシリンダが最終点まで伸張されることにより、ガター92がスリットダイ40に向けて上昇され、一対の清掃部材94がスリットダイ40の端部に当接される。

【0109】この後、ガター92がその待機位置に向けて移動させると、一対の清掃部材94がスリットダイ40のノズル部40a、すなわち、スリットダイ40の吐

出口を含む吐出口周辺部に密着した状態で、このノズル部40aに対して摺接し、これら清掃部材94はスリットダイ40のノズル部40aの外面に付着している塗布液を掻き取りながら除去する。

【0110】この時、清掃部材94のブレード部302a、302bより上方にいく塗液はスリットダイのみぞ301a、301bに入り捕捉される。そしてこの溝がといとなって捕捉された液が図9の矢印方向に向かって流れ、スリットダイの側部から排出されることになる。この効果により、除去した塗液がスリットダイの斜面が304a、304bをつたわって落下し、吐出口付近を再び汚すことはない。吐出口付近を一度除去した塗液で汚染されると、ガラス基板の先頭でその部分だけが塗布厚みが厚くなり、走行方向の厚みむらが増大するばかりでなく、膜厚が許容値以下で有効に利用できる製品範囲が狭くなったり、塗布すじ等の塗膜欠点が発生するなど不都合が生じる。さらにノズル部40aの斜面に残存した塗布液が固体化して付着物となり、これが清掃部材94のブレード部302の上面305に接触して清掃部材の上昇が妨げられて、清掃部材94と吐出口先端68が接触せず、吐出口の拭取りができないという不都合も本発明により防止できる。

【0111】さて、スリットダイ40のノズル部40aから除去された塗布液は、ガター92に受け取られる。

【0112】ガター92が待機位置の上方まで戻されると、この後、前述のエアシリンダが収縮し、ガター92に伴って清掃部材94が下降する。

【0113】一方、ステージ6には図示しないローダを介してガラス基板Aが位置決めされた状態で載置され、このガラス基板Aはステージ6の上面にサクションにより吸着保持される。

【0114】ガラス基板Aのローディング完了すると、厚みセンサ22が下降し、この厚みセンサ22によりステージ6上のガラス基板Aの厚さが光学的に検出され、その検出信号がコンピュータ54に供給される。厚みの測定が完了すると、厚みセンサ22は元の位置まで上昇される。

【0115】この後、ステージ6がスリットダイ40に向けて往動され、そのガラス基板A上への塗膜の形成開始ラインがスリットダイ40の吐出口位置に達した時点で、ステージ6の往動が一旦停止される。

【0116】そして、スリットダイ40は、既に測定されているガラス基板Aの厚みを考慮して下降され、スリットダイ40の吐出口とガラス基板Aとの間に所定のクリアランスが確保される。ここで、ガター92は待機位置に戻されているから、ガター92がスリットダイ40の下降を阻害することはない。

【0117】クリアランスが確保されたら、シリジポンプ44を吐出動作させて、スリットダイ40から塗布液を吐出し、吐出口先端68とガラス基板Aとの間に液

溜まりCを形成する。

【0118】そしてこのような液溜まりCの形成と同時に、スリットダイ40、つまり、その吐出口からの塗布液の吐出を継続しながら、ステージ6を一定の速度で往動方向に進行させると、図2に示されているようにガイド基板Aの上面に塗布液の塗膜Dが連続して形成される。

【0119】ステージ6の進行に伴い、ガラス基板Aにて塗膜Dの形成を終了すべき形成終了ラインがスリットダイ40の吐出口の直前位置に到達すると、この時点で、シリンジポンプ44の吐出動作が停止される。このようにしてスリットダイ40からの塗布液の吐出が停止されても、ガラス基板A上においてはその液溜まりCの塗布液を消費（スキージ）しながら、塗膜Dの形成が形成終了ラインまで継続される。なお、ガラス基板A上の形成終了ラインがスリットダイ40の吐出口に達した時点で、スリットダイ40は元の位置まで上昇される。

【0120】一方、ステージ6の往動はスリットダイ40からの塗布液の吐出が停止されても継続され、ステージ6がガイド溝レール4の終端に到達した時点で、その往動が停止される。この後、ステージ6上へのガラス基板Aのサクションが解除され、塗膜Dが形成されたガラス基板Aはアンローダによりステージ6から取り外され、そして、次工程に向けて供給される。

【0121】ついでステージ6は図1に示す初期位置まで戻され、これにより、一連の塗布工程が完了する。なお、初期位置にて、ステージ6は新たなガラス基板Aがローディングされるまで待機し、そして、シリンジポンプ44は前述した塗布準備動作を行って待機し、以下同じ動作を繰り返す。

【0122】図11、12は本発明にかかる別の実施態様を示したもので、図11はステージ走行方向にスリットダイ40をみた時の見た概略正面図、図12は図11のY方向からながめた図である。ここではみぞ301a、301bがスリットダイ長手方向（矢印方向）に下向きに傾斜しており、その終端部であるスリットダイの側面310付近に塗液の流れをせき止めるせき止め板311a、311bを設け、さらにこのせき止め板311a、311b各々にパイプ306a、306bを取り付け、せき止め板311a、311b付近にたまつた塗液をパイプ306a、306bを通じて図示しないポンプで吸引排出する。これによって除去すべき液が多い時にもノズル部40a清掃時にみぞ301a、301bにたまつて塗液があふれることなく、効果的に外部に排出される。

【0123】以上の実施例でのみぞのスリットダイ長手方向に垂直な断面内での形状・大きさは特に限定されるものではなく、三角形、半円形状などいかなる断面形状でも良い。

【0124】また実施例ではみぞはスリットに向かって

傾斜をつけ、一度みぞ301に入った塗液が外部にもれ出すのを防ぐようしているが、この傾斜角は特に限定ではなく、製作のしやすさと傾斜の効果により5~60°が好ましい。

【0125】また図10でのみぞの開口幅、深さa、bも除去すべき塗液量、スリットダイ剛性を損なわない形状などを考慮して定めればよいが、a=2~20mm、b=5~30mm程度が好ましい。

【0126】さらに清掃部材94のブレード部302a、302b上面308a、308bとみぞ301a、301bの下端部305a、305bとの上下方向の関係はブレード302a、302bがみぞ301a、301bの開口部を完全にふさがずみぞ301a、301bの下端部305a、305bからその上方にあるブレード部302a、302b上面308a、308bまでの最短長さが、みぞ301a、301bの開口幅aの2/3以下の範囲に設定するのが望ましい。この位置関係によって、清掃部材で上向きに排除された塗液が効果的にみぞ301a、301bに導かれることになる。

【0127】また、ブレード部302a、302bの上面308a、308bは、みぞ301a、301b下端部305a、305bより下側にあってもよいが、この配置は、除去すべきノズル部40aに付着している塗液が多い場合に適している。

【0128】図13はさらに別の実施態様をステージ走行方向の断面で示した図である。ここでは清掃部材94がスリットダイ40下端と接触する時のブレード302a、302b上面付近に吸引ノズル400a、400bを設けており、ダイの形状によってはみぞを作ることが困難である場合にでも、面304a、304bに除去した液がたれないようしている。この吸引ノズル400a、400bはブラケット410a、410bによってスリットダイに固定されている。

【0129】また吸引ノズルには、スリットダイ側に向かって開口部401a、401bがあり、その開口部の長手方向の長さはスリットダイの吐出口長手方向の長さよりやや大きく、好ましくは2~20mm大きくするのがよい。開口部401a、401b間隙は清掃部材で除去した塗液を容易に吸引できるように0.5~20mm程度がよい。

【0130】そしてこの吸引ノズル400a、400bの一端には、接続口403a、403bがあり、これに図示しない吸引ポンプがつながっており、清掃部材94のブレード302a、302b上面にある塗液を10~5000mm³程度の吸引圧で吸引する。

【0131】この吸引ノズル400a、400bを使っての動作は次のようになる。

【0132】清掃部材94とスリットダイ40の下端面が接触し、清掃部材94が運動を開始すると、スリットダイ下端面に残っていた塗液がかきおとされ、一部残留

したものが、清掃部材94のブレード302a、302bより上面にあふれ出す。

【0133】このあふれ出した塗液は吸引ノズル400a、400bの開口部401a、401b、接続口403a、403bを通って図示しない吸引ポンプによって外部まで排出される。

【0134】したがってノズル部40aの斜面304a、304bに、清掃後でも塗液は残らず、残留した塗液が落下して吐出に再付着して、塗布開始部の厚みむらを大きくしたり、塗布すじ等の塗膜欠点を生じるなど悪い影響を及ぼすことはない。

【0135】さらにノズル部40aの斜面に残存した塗布液が固体化して、清掃部材94の上昇を妨げ、清掃部材94と吐出口先端68が接触できず、吐出口の拭取りが不可能という不都合も本発明により防止できる。

【0136】また上記のものとは別に、ノズルの長手方向開口部を清掃部材94の厚みより2~20mm大きとした吸引ノズルを、清掃部材94と同時にスリットダイ40の長手方向に移動できるようにし、清掃部材94のブレード304a、304bの上面にある残留塗液のみを吸引して排出できるようにしてもよい。この場合は、清掃部材と吸引ノズルの同時移動によって、スリットダイ40の下端面の清掃と残留塗液の回収が長手方向にわたって同時に実行されることになり、上記のものと同じ効果が得られる。

【0137】

【発明の効果】以上説明したように、請求項1、8の塗布装置および塗布方法によれば、塗布器の吐出口位置を各塗布器ごとに検知して、塗布器の吐出口と清掃部材の相対位置関係を一定に保って両者を接続させるので、常に一定の付勢力で接続でき、塗布器の吐出口付近に付着した残存塗布液を完全に除去することができ、同時に付勢力を細かく位置でかえて最適なものにできるので、清掃部材の摩耗を最小にでき、防塵と清掃部材の寿命向上できる。

【0138】また、請求項2、9、10の塗布装置および塗布方法によれば、揮発性の高い塗布液使用時に、この塗布液の溶剤を塗布器の吐出口付近に付着させてから清掃を行うので、塗布液乾燥して固体物が付着しても容易に、しかも完全に付着物を除去できるので、塗膜欠点のない品質の高い塗工製品が得られる。

【0139】さらに、請求項3の塗布装置によれば、塗布器の吐出口近傍を蒸発しにくい雰囲気にして清掃を行うので揮発性の高い塗布液でも固化せずに液体のままで清掃でき、残存塗布液を完全に除去できる。

【0140】請求項4、11の塗布装置および塗布方法によれば、塗布器の周辺の清掃部材のブレード上面付近の位置に清掃部材で除去した時に残留する塗液をためる液だめみぞを設けたので粘度の低く流動しやすい塗液が塗布器斜面を伝わって吐出口に再付着することや、塗布

器斜面に残存した塗布液が固体化して、清掃部材と吐出口先端68の接触を妨げて吐出口の拭取りが不可能という不都合も防止できる。

【0141】これによってスリットダイ下面が清浄な状態で塗液を吐出してビードを形成しコーティングを開始できるので、塗布厚みを均一に、しかも厚さむらが許容値内となる有効領域を広くすることができ、収率が上がり、生産性を向上できる。また塗布すじ等の塗膜欠点が発生せず、品質も向上する。

【0142】さらに、請求項5、6、12の塗布装置および塗布方法によれば、液だめにたまる塗液を排出する排出ユニットをつけ加えたり、清掃部材からあふれる塗液を直接ノズルで吸引したりして、より効果的に余剰塗液を排除できよう改善しているので、生産性を一層向上できる。

【0143】請求項7、13のカラーフィルターの製造装置および製造方法によれば、上記塗布装置、塗布方法を使用しているので、品質の高いカラーフィルターの製造が可能となり、生産性も向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施態様のダイコータの概略斜視図である。

【図2】図1のダイコータを塗布液の供給系を含めて示した概略構成図である。

【図3】図1のダイコータのスリットダイおよびその昇降機構の概略構成図である。

【図4】図1のダイコータの回収・清掃機構を示した正面図である。

【図5】図4のガターの一部を示した斜視図である。

【図6】別の実施例の回収・清掃機構を示したステージ走行方向の断面図である。

【図7】図6のステージ幅方向の断面図である。

【図8】本発明による一要素ユニットを示した概略図である。

【図9】別の実施例のダイコータの回収・清掃機構を示した斜視図である。

【図10】図9のステージ走行方向の断面図である。

【図11】別の実施例の回収・清掃部を示した正面図である。

【図12】図11のステージ走行方向の断面図である。

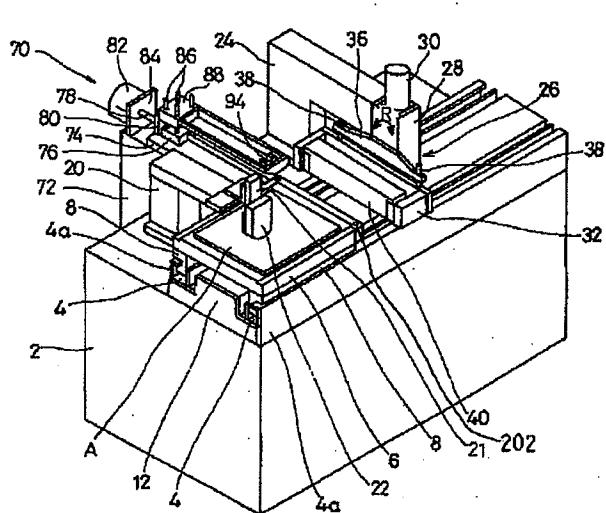
【図13】本発明の別の実施例の回収・清掃機構を示したステージ走行方向の概略断面図である。

【符号の説明】

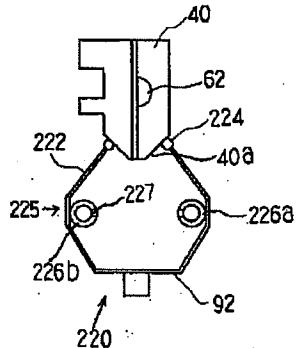
6 ステージ	202	セ
ンサー		
14 フィードスクリュー	208	
ノズル		
22 厚みセンサ	220	
溶剤蒸発機		
40 スリットダイ (塗布器)	222	

遮閉カバー		パイプ	
44 シリンジポンプ	225	88 昇降ブラケット	310
遮閉ユニット		側面	
50 タンク	226	90 エアシリンダ	311
パイプ		せき止め板	
62 マニホールド	232	92 ガター	400
加熱源		吸引ノズル	
64 スリット	234	94 清掃部材	401
バルブ		開口部	
68 吐出口先端	240	96 支持ユニット	403
溶剤蒸気供給装置		接続口	
70 回収・清掃機構	301	98 排出口	410
みぞ		ブラケット	
76 キャリア	302	102 排出ホース	
ブレード		104 廃液タンク	
78 フィードスクリュー	304	106 吸引ホース	
斜面		108 真空ポンプ	
82 電動モータ	306		

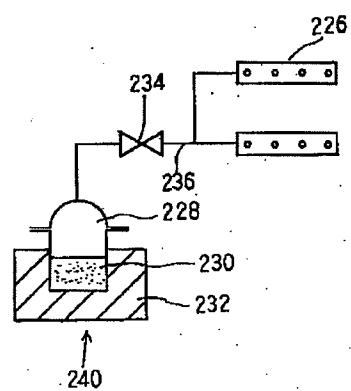
【図1】



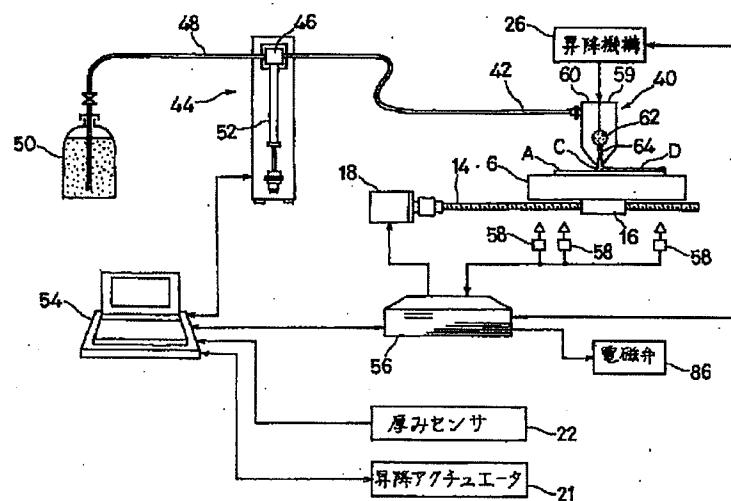
【图6】



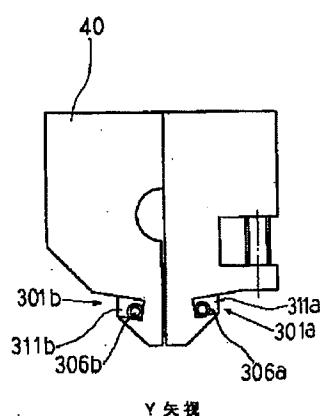
【図8】



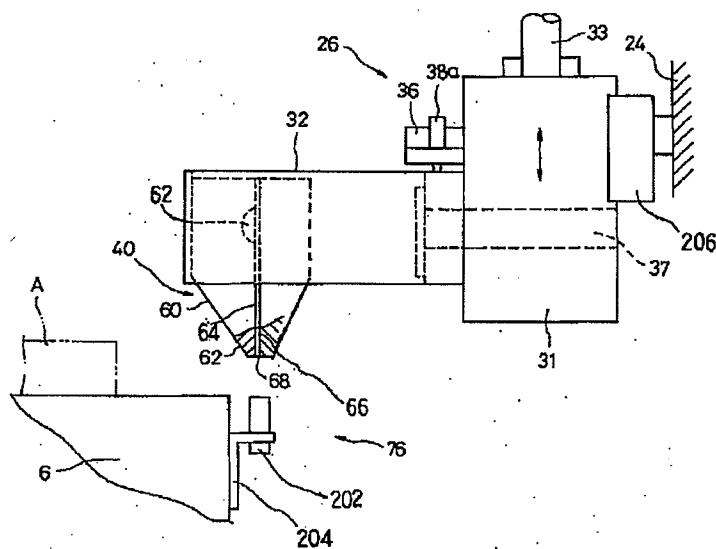
【図2】



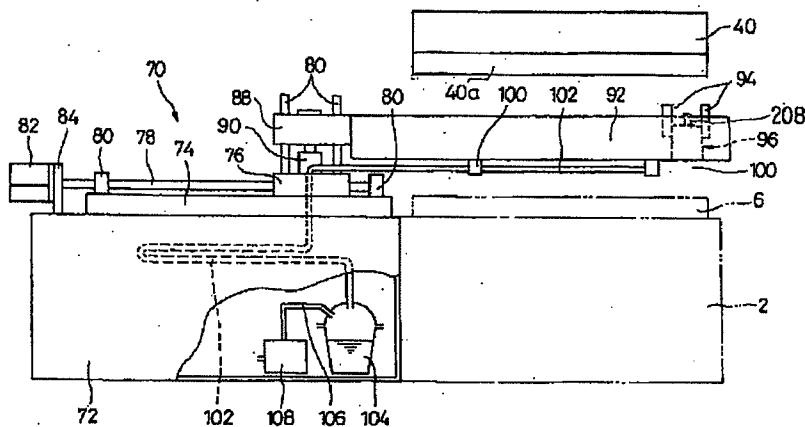
【図12】



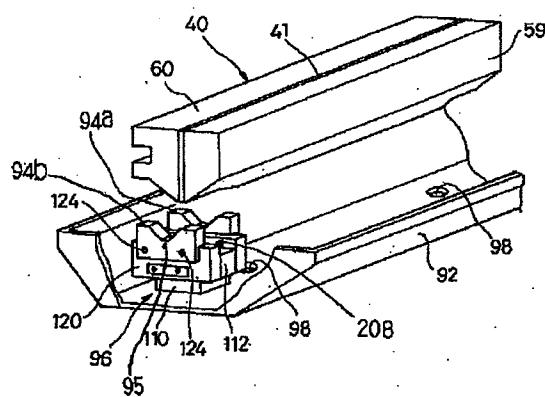
【図3】



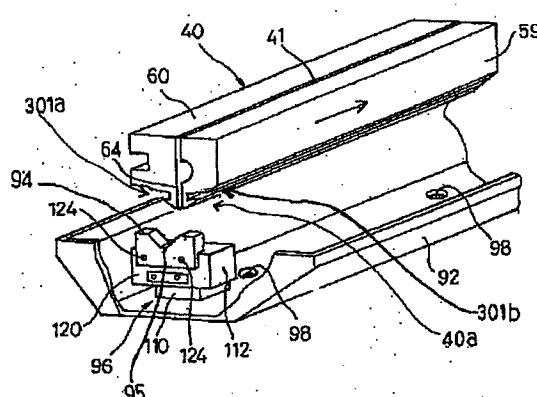
【図4】



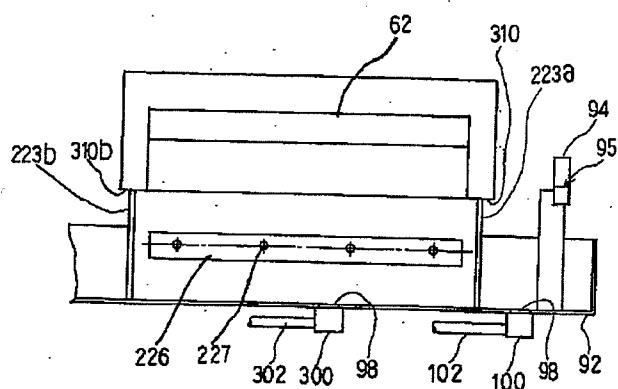
【図5】



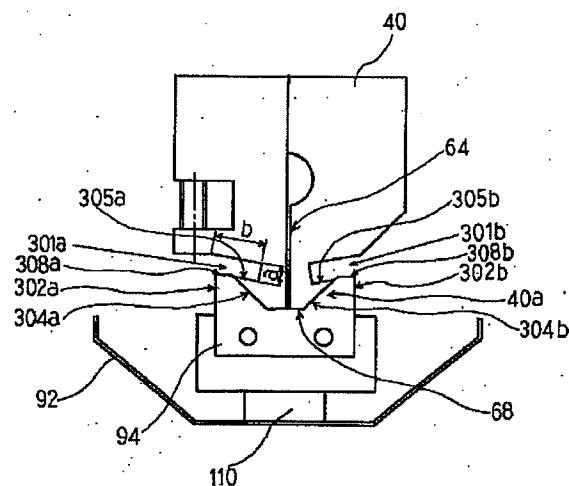
〔図9〕



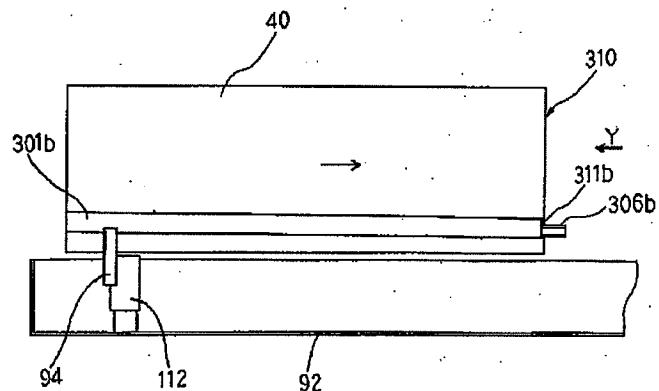
【图7】



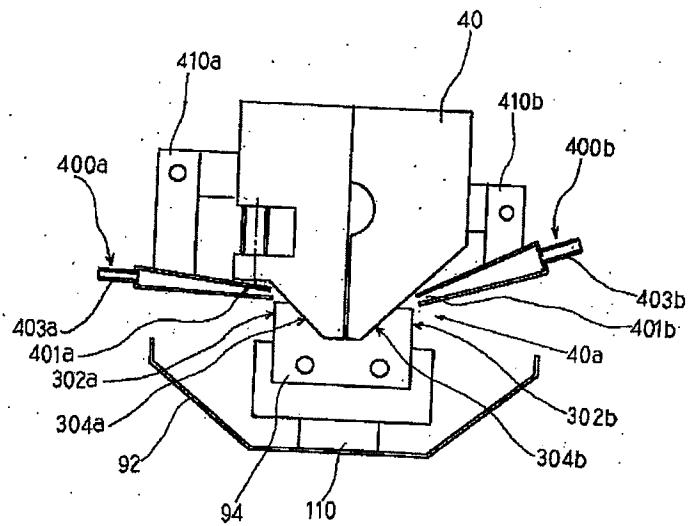
【図10】



【図11】



【図13】



* NOTICES *

**JPO and INPIT are not responsible for any
damages caused by the use of this translation.**

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1]An applicator which has a delivery which extends in one way for carrying out the regurgitation of a means characterized by comprising the following to supply coating liquid, and the coating liquid supplied from said feeding means, A coater provided with a transportation device for moving relatively either [at least] said applicator or said applying members, and forming a coat on said applying member.

(A) A cleaning member which removes coating liquid which moved along with a longitudinal direction of a delivery, ****ing to a delivery periphery of said applicator, and has adhered to a delivery periphery.

(B) A detection means to detect a delivery position of said applicator.

(C) A control means which controls uniformly a relative position between both at the time of a slide contact to a cleaning member and an applicator by measured value of a delivery position by said detection means on the basis of a delivery position of an applicator.

[Claim 2]An applicator which has a delivery which extends in one way for carrying out the regurgitation of a means characterized by comprising the following to supply coating liquid, and the coating liquid supplied from said feeding means, A coater provided with a transportation device for moving relatively either [at least] said applicator or said applying members, and forming a coat on said applying member.

(A) A penetrant remover adhering means which makes a penetrant remover adhere to a delivery periphery of said applicator.

(B) A cleaning member which removes coating liquid which moved along with a longitudinal direction of a delivery, ****ing to said delivery periphery, and has adhered to a delivery periphery.

[Claim 3]An applicator which has a delivery which extends in one way for carrying out the regurgitation of a means characterized by comprising the following to supply coating liquid, and the coating liquid supplied from said feeding means, A coater provided with a transportation device for moving relatively either [at least] said applicator or said applying members, and forming a coat on said applying member.

(A) An envelopment means to surround a delivery of said applicator.

(B) A solvent vapor generating means which is located in an inside of said envelopment means, and generates solvent vapor of coating liquid.

[Claim 4]A means to supply coating liquid.

An applicator which has a delivery which extends in one way for carrying out the regurgitation of the coating liquid supplied from said feeding means.

A transportation device for moving relatively either [at least] said applicator or said applying members, and forming a coat on said applying member.

A cleaning member which removes coating liquid which moved along with a longitudinal direction of a delivery, ****ing to a delivery periphery of said applicator, and has adhered to a delivery periphery.

It had a sump part which is the coater provided with the above and collects coating liquid removed to a delivery periphery of said applicator.

[Claim 5]A coater equipping said sump part with a discharge unit which discharges collected coating liquid in a coater of Claim 4.

[Claim 6]An applicator which has a delivery which extends in one way for carrying out the regurgitation of a means to supply coating liquid, and the coating liquid supplied from said feeding means, A transportation device for moving relatively either [at least] said applicator or said applying members, and forming a coat on said applying member, In a coater provided with a cleaning member which removes coating liquid which moved along with a longitudinal direction of a delivery, ****ing to a delivery periphery of said applicator, and has adhered to a delivery periphery, A coater provided with an excretory organ which discharges coating liquid which overflows outside a surface of action of said cleaning member, and remains in a delivery periphery.

[Claim 7]A manufacturing installation of a light filter provided with the coater according to any one of claims 1 to 6.

[Claim 8]In a coating method which moves relatively either [at least] said applicator or the coated members, and forms a coat on said coated member while breathing out coating liquid from a delivery which extends in one way of an applicator, A coating method removing coating liquid which has adhered to said delivery periphery by making it move along with a longitudinal direction of a delivery after carrying out the initial position arrangement of the cleaning member of said delivery to a delivery, making a cleaning member **** to a delivery periphery.

[Claim 9]A coating method characterized by moving said cleaning member along with a longitudinal direction of a delivery after making a penetrant remover adhere to said delivery in a coating method of Claim 8, while carrying out the initial position arrangement of the cleaning member of said delivery to a delivery.

[Claim 10]A coating method characterized by moving said cleaning member along with a longitudinal direction of a delivery after making said delivery periphery filled with solvent vapor

of coating liquid in a coating method of Claim 8, while carrying out the initial position arrangement of the cleaning member of said delivery to a delivery.

[Claim 11]While moving relatively either [at least] said applicator or the coated members and forming a coat on said coated member, breathing out coating liquid from a delivery which extends in one way of an applicator, By making it move along with a longitudinal direction of a delivery, making a cleaning member **** to a delivery periphery of said applicator, A coating method accumulating coating liquid which overflows outside a contact range of a cleaning member during removal of coating liquid in a liquid pool part provided in an applicator in a coating method which removes coating liquid adhering to a delivery periphery.

[Claim 12]While moving relatively either [at least] said applicator or the coated members and forming a coat on said coated member, breathing out coating liquid from a delivery which extends in one way of an applicator, A coating method eliminating coating liquid which overflows outside a contact range of a cleaning member during removal of coating liquid in a coating method which removes coating liquid which made it move along with a longitudinal direction of a delivery, making a cleaning member **** to a delivery periphery of said applicator, and has adhered to a delivery periphery.

[Claim 13]A manufacturing method of a light filter characterized by manufacturing a light filter using one of the coating methods according to claim 8 to 12.

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention]This invention is used, for example for the manufacturing field of the light filter for color liquid crystal displays, a light filter, a printed circuit board, an integrated circuit, a semiconductor, etc.

It is related with the manufacturing installation of a light filter and improvement of a manufacturing method which use the coater which forms a coat, a coating method, these devices, and a method, breathing out coating liquid to coated member surfaces, such as a glass substrate, in detail.

[0002]

[Description of the Prior Art]The light filter for color liquid crystal displays has a trichromatic fine lattice pattern on the glass substrate.

After such a lattice pattern forms a black coat first on a glass substrate, it is acquired by distinguishing it by different color with by red and a blue and green coat.

[0003]So, black, red, and blue and green coating liquid are applied on a glass substrate, and the coating process which forms these coats one by one becomes indispensable at manufacture of a light filter. Although a spinner, bar coater, or a roll coater was conventionally used for this kind of coating process as a coater, if it continues till recent years in order to reduce the amount of consumption of coating liquid and to aim at improvement in physical properties of a coat, use of the die coater is considered.

[0004]An example of this kind of die coater is indicated by JP,H5-208154,A. This publicly known die coater has a slit die as an applicator, and it forms the coat in coated members, such as a film it runs to one way, breathing out coating liquid from the delivery of this slit die.

[0005]And in recent years, the delivery periphery is equipped with the cleaning head that it should apply that it is also in an always normal delivery to the delivery of these die coaters.

Contacting the delivery periphery of a slit die, this cleaning head moved to the longitudinal direction of that delivery, and has wiped off the coating liquid adhering to a delivery periphery with this movement.

[0006]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] For example, the cleaning head mentioned above has an elastic support part which consists of fizz polyethylene. This elastic support part is forced on the delivery of a slit die by a constant pressure by an air cylinder, and in this case, by own elastic deformation, as an elastic support part straddles the delivery of a slit die, it can stick it also to the periphery prolonged along that delivery.

[0007] In this case, since the constant-pressure energization by an air cylinder can follow the dimensional change of the sliding direction of a cap easily, it is convenient, but there is a fault which cannot perform delicate energizing force adjustment. In order to wipe off thoroughly, and to make ***** by wear of a cleaning head into the minimum and to acquire protection-against-dust nature and a long life, it must be made the optimal powered pressure power. In order to realize this, the energization to the slit die of a cleaning head must not be controlled by a pressure, and it must control by both relative position relation.

[0008] If it is in the coated product production by a actual slit die coater, since a coating liquid kind differs from application width for every variety, the cap from which two or more shape dimensions differ is prepared, and, usually it is changed for every variety. Even if it is an identical type, in preparation for an unexpected situation, it has a spare slit die. If the length of the shape of these slit dies, especially a sliding direction, i.e., the energizing direction of a cleaning head, is the same, it is hardly problematic, but since it differs in many cases, adjustment of relative position relation must be redone for every cap. That is, both relative-position-relation control is needed also here.

[0009] In a still more publicly known cleaning head, it is not taken into consideration at all to volatile high things, such as acrylic coating liquid. In these coating liquid, since the coating liquid which adhered at the tip of a slit die dries before wiping off, only mere wiping cannot wash a delivery thoroughly. when the affix remains, they are a substrate at the time of spreading, and the liquid between slit dies -- ball shape will not become stable but will induce coat faults, such as a vertical reinforcement.

[0010] Are what performed this invention based on the above-mentioned situation, and that 1st purpose, While affixes, such as coating liquid which has adhered to the delivery periphery of an applicator regardless of the kind of coating liquid, are certainly removable, making wear of a cleaning head into the minimum and securing protection-against-dust nature and a long life, It is in providing the manufacturing installation and manufacturing method of a light filter using the coater which can form the high coat of quality without a coat fault, coating methods, these devices, and a coating method.

[0011] The 2nd purpose of this invention can remove certainly affixes, such as coating liquid which has adhered to the delivery periphery of a downward applicator regardless of the viscosity of coating liquid, It is in providing the manufacturing installation and manufacturing method of a light filter using the coater which can form the high coat of quality without a coat fault, coating methods, these devices, and a coating method.

[0012]

[Means for Solving the Problem] The purpose of above-mentioned this invention is attained by means described below.

[0013]An applicator which has a delivery which extends in one way for a coater of Claim 1 to carry out the regurgitation of a means to supply coating liquid, and the coating liquid supplied from said feeding means, In a coater provided with a transportation device for moving relatively either [at least] said applicator or said applying members, and forming a coat on said applying member, (A) A cleaning member which removes coating liquid which moved along with a longitudinal direction of a delivery, ****ing to a delivery periphery of said applicator, and has adhered to a delivery periphery, (B) a detection means to detect a delivery position of said applicator, and (C) -- it is a coater having a control means which controls uniformly a relative position between both at the time of a slide contact to a cleaning member and an applicator on the basis of a delivery position of an applicator with measured value of a delivery position by said detection means.

[0014]According to the coater of Claim 1, no matter a size of a sliding direction of an applicator may be what thing, since an applicator at the time of cleaning and relative position relation of a cleaning member are set up uniformly, a detection means and a control means of a delivery position of an applicator enable it to carry out wiping cleaning in the always same state.

[0015]An applicator which has a delivery which extends in one way for a coater of Claim 2 to carry out the regurgitation of a means to supply coating liquid, and the coating liquid supplied from said feeding means, In a coater provided with a transportation device for moving relatively either [at least] said applicator or said applying members, and forming a coat on said applying member, (A) It is a coater provided with a penetrant remover adhering means which makes a penetrant remover adhere to a delivery periphery of said applicator, and a cleaning member which removes coating liquid which moved along with a longitudinal direction of a delivery, ****ing to the (B) aforementioned delivery periphery, and has adhered to a delivery periphery.

[0016]According to the coater of Claim 2, even if it is volatile high coating liquid which is immediately dried after regurgitation from an applicator delivery, since it cleans after making the penetrant remover adhere, an affix near a delivery is thoroughly removable.

[0017]An applicator which has a delivery which extends in one way for a coater of Claim 3 to carry out the regurgitation of a means to supply coating liquid, and the coating liquid supplied from said feeding means, In a coater provided with a transportation device for moving relatively either [at least] said applicator or said applying members, and forming a coat on said applying member, (A) It is a coater provided with an envelopment means to surround a delivery of said applicator, and a solvent vapor generating means which is located in an inside of the (B) aforementioned envelopment means, and generates solvent vapor of coating liquid.

[0018]According to the coater of Claim 3, the neighborhood of a delivery of an applicator is filled with solvent vapor, coating liquid of a kind which evaporates easily can also prevent solidification by evaporation of coating liquid, and since it continues being a fluid, an affix is thoroughly removable by wiping by a cleaning member.

[0019]A coater of Claim 4 is a coater provided with a sump part which accumulates removed coating liquid in a delivery periphery of an applicator.

[0020]According to the coater of Claim 4, it can prevent that coating liquid in which viscosity flows easily low is transmitted, and carries out the reattachment of the applicator ***** to a delivery, and remains coating liquid solidifying and barring a slide contact of a cleaning member and an applicator.

[0021]In a coater of Claim 5, and a coater of Claim 4, it is a coater provided with a discharge unit which discharges coating liquid collected on a sump part.

[0022]A coater of Claim 6 is a coater provided with an excretory organ which discharges coating liquid which overflows outside a surface of action of a cleaning member, and remains in a delivery periphery.

[0023]According to the coater of Claim 6, the same effect as a coater of Claim 9 is acquired. A manufacturing installation of a light filter of Claim 7 is a manufacturing installation of a light filter provided with the coater according to any one of claims 1 to 6.

[0024]Since a light filter is manufactured to a light filter manufacturing installation of Claim 7 using one of the coaters according to claim 1 to 6, a light filter of high quality is obtained.

[0025]In a coating method which moves relatively either [at least] said applicator or the coated members, and forms a coat on said coated member while a coating method of Claim 8 breathes out coating liquid from a delivery which extends in one way of an applicator, After carrying out the initial position arrangement of the cleaning member of said delivery to a delivery, it is a coating method removing coating liquid adhering to said delivery periphery by making it move along with a longitudinal direction of a delivery, making a cleaning member **** to a delivery periphery.

[0026]According to the coating method of Claim 8, even if sliding direction sizes of an applicator differ, cleaning can do an applicator delivery and a relative position of a cleaning member in the always same, optimal energizing force, and the complete removal of the affix of a delivery can be carried out certainly, attaining protection against dust and reinforcement of a cleaning member.

[0027]A coating method of Claim 9 is a coating method moving said cleaning member along with a longitudinal direction of a delivery, after making a penetrant remover adhere to said delivery while carrying out the initial position arrangement of the cleaning member of said delivery to a delivery.

[0028]According to the coating method of Claim 9, after regurgitation, since it cleans after melting the affix with a penetrant remover even if it is volatile high coating liquid which dries and adheres to a delivery, an affix is certainly removable.

[0029]While a coating method of Claim 10 carries out the initial position arrangement of the cleaning member of said delivery to a delivery, after making solvent vapor of coating liquid full [coating method] of said delivery periphery, it is a coating method moving said cleaning member along with a longitudinal direction of a delivery.

[0030]According to the coating method of Claim 10, even if it is volatile high coating liquid, evaporation of remains coating liquid which adhered near the delivery is prevented, and since a state of a fluid is maintained without solidifying, cleaning removal of the remains affix can be thoroughly carried out by slide contact.

[0031]A coating method of Claim 11 is a coating method accumulating coating liquid which overflows outside a contact range of a cleaning member during removal of coating liquid in a liquid pool part provided in an applicator.

[0032]According to the coating method of Claim 11, it can prevent that coating liquid in which viscosity flows easily low is transmitted, and carries out the reattachment of the applicator ***** to a delivery, and remains coating liquid solidifying and barring a slide contact of a cleaning member and an applicator.

[0033]A coating method of Claim 12 is a coating method eliminating coating liquid which overflows outside a contact range of a cleaning member during removal of coating liquid.

[0034]According to the coating method of Claim 12, the same effect as a coating method of Claim 11 is acquired.

[0035]A manufacturing method of a light filter of Claim 13 is a manufacturing method of a light filter characterized by manufacturing a light filter using one of the coating methods according to claim 8 to 12.

[0036]Since a manufacturing method of a light filter of Claim 13 manufactures a light filter using one of the coating methods according to claim 8 to 12, it can manufacture a light filter of high quality.

[0037]

[A mode of implementation of an invention] Hereafter, one desirable embodiment of this invention is described based on Drawings.

[0038]The whole coater perspective view which drawing 1 requires for this invention, and drawing 2 are the stage 6 of drawing 1, and a mimetic diagram of a circumference of the slit die 40.

[0039]A coater applied to manufacture of a light filter for color liquid crystal displays which becomes this invention, i.e., what is called a die coater, is shown in drawing 1, and this die coater is provided with the pedestal 2. The guide groove rail 4 of a couple is formed on the pedestal 2, the stage 6 as a supporter is arranged at these guide groove rail 4, and to a running direction, the upper surface of this stage 6 is long, and is constituted by vacuum suction as a section face which can fix the coated members A and B of two sheets. The stage 6 can reciprocate the guide groove rail 4 top freely horizontally via the sliding legs 8 of a couple.

[0040]Between the guide groove rails 4 of a couple, the casing 12 which built in the feed screw mechanisms 12, 14, and 16 shown in drawing 2 is arranged, and the casing 12 is horizontally prolonged along with the guide groove rail 4. The feed screw mechanisms 14, 16, and 18 have the feed screw 14 which consists of ball screws as shown in drawing 2, the feed screw 14 was thrust into the connector 16 of the shape of a nut fixed to the undersurface of the stage 6, and penetrated this connector 16, and are prolonged. Both ends of the feed screw 14 are supported by bearing which is not illustrated, enabling free rotation, and AC servo motor 18 is connected with the end.

[0041]The die support 24 of an inverted-L character form is mostly arranged in the center at the upper surface of the pedestal 2 as shown in drawing 1. A tip of the die support 24 is positioned above a reciprocation course of the stage 6, and the rising and falling mechanism 26 is attached at the tip. The rising and falling mechanism 26 is provided with the rise-and-fall bracket 31 which can go up and down like drawing 3, and this rise-and-fall bracket 31 is attached to a guide rod of a couple in the casing 28 in the rising and falling mechanism 26, enabling free rise and fall. In the casing 28, rotation also of the feed screw 33 which consists of ball screws between guide lots is enabled, it is arranged, and a rise-and-fall bracket is connected via a nut type connector to the feed screw. AC servo motor 30 is connected to an upper bed of a feed screw, and this AC servo motor 30 is attached to the upper surface of the casing 28.

[0042]The die holder 32 is attached to a rise-and-fall bracket via a supporting spindle (not shown), and this die holder 32 made KO type, and the upper part of the guide groove rail 4 of a couple is horizontally extended for these rails 4. A supporting spindle of the die holder 32 is supported within a rise-and-fall bracket, enabling free rotation, and, thereby, the die holder 32 is pivotable in a vertical plane in a supporting spindle.

[0043]The horizontal bar 36 is being fixed to a rise-and-fall bracket, and this horizontal bar 36 was located above the die holder 32, and is prolonged along with the die holder 32. The electromagnetic-action type linear actuator 38 is attached to both ends of the horizontal bar 36, respectively, and these linear actuators 38 have an elastic rod which projects from the

undersurface of the horizontal bar 36. As for these elastic rods, a lower end is contacted by both ends of the die holder 32, respectively.

[0044]The slit die 40 is prolonged at a level with a direction which intersects perpendicularly with a reciprocating direction of the stage 6, i.e., a longitudinal direction of the die holder 32, and is supported by the die holder 32 at the both ends so that clearly [the slit die 40 as an applicator may be held in the die holder 32 and] from drawing 1.

[0045]The feed hose 42 of coating liquid is prolonged from the slit die 40, and a tip of this feed hose 42 is connected to a supply port of the syringe pump 44 46, i.e., that electromagnetism change-over valve, as shown in drawing 2. The suction hose 48 is prolonged from a suction port of the electromagnetism change-over valve 46, and a tip part of this suction hose 48 is inserted into the tank 50 in which coating liquid was stored.

[0046]The pump body 52 of the syringe pump 44 is selectively connectable with either the feed hose 42 or the suction hose 48 by the change operation of the electromagnetism change-over valve 46. And these electromagnetism change-over valve 46 and the pump body 52 are electrically connected to the computer 54, and these operations are controlled in response to a control signal from this computer 54.

[0047]In order to control an operation of the syringe pump 44, the sequencer 56 is also electrically connected to the computer 54. This sequencer 56 AC servo motor 18 for the feed screw 14 by the side of the stage 6, Carry out sequence control of the operation of AC servo motor 30 by the side of the rising and falling mechanism 26, and the linear actuator 38, and for the sequence control, a signal which shows an operating state of AC servo motors 18 and 30 to the sequencer 56, and a signal from the position sensing device 58 which detects a movement zone of the stage 6 -- and, A signal from a sensor (not shown) which detects an operating state of the slit die 40, etc. are inputted, and, on the other hand, a signal which shows sequence operation is outputted to the computer 54 from the sequencer 56. It is also possible to detect a movement zone of the stage 6 by the sequencer 56 based on a pulse signal which builds an encoder into AC servo motor 18, and is outputted from this encoder instead of using the position sensing device 58. It is also possible to include control by the computer 54 in sequencer 56 the very thing.

[0048]The slit die 40 has the front lip 59 and the rear lip 60 which are long picture blocks in a direction which intersects perpendicularly with a reciprocating direction of the stage 6, i.e., the cross direction, as roughly shown in drawing 2. These lips 59 and 60 are together put toward a reciprocating direction of the stage 6, and are mutually combined in one by two or more joint bolts which are not illustrated. The lower part of the slit die 40 is formed by combination of both the lips 59 and 60 as a nozzle part which made taper shape.

[0049]In the slit die 40, it is located at that center portion, the manifold 62 is formed, and this manifold 62 is prolonged horizontally crosswise [of the slit die 40]. The manifold 62 is always connected to the feed hose 42 of coating liquid mentioned above via an aisleway (not shown), and, thereby, the manifold 62 can receive supply of coating liquid.

[0050]The slit 64 which that upper bed opened for free passage to the manifold 62 is formed in an inside of the slit die 40, and a lower end of this slit 64 is carrying out the opening on the undersurface of the slit die 40. That is, a lower end opening part of the slit 64 is formed as a delivery of the slit die 40. Specifically, the slit 64 is secured by SIMM put between the front lip 59 and the rear lip 60.

[0051]Again, reference of drawing 1 arranges the sensor pillar 20 rather than the die support 24 at a near side at the upper surface of the pedestal 2. An inverted-L character form is made like

the die support 24 which also mentioned this sensor support 20 above, and that tip is positioned above a reciprocation course of the stage 6.

[0052]The thickness sensor 22 is attached at a tip of the sensor support 20 via the rise-and-fall actuator 21. When a substrate of a light filter, i.e., glass substrate A, is laid on the stage 6 as for this thickness sensor 22, It descends to a position with the rise-and-fall actuator 21, thickness of glass substrate A on the stage 6 is detected optically in this lowered position, and a detecting signal corresponding to that thickness is outputted to the computer 54. A light source in which the thickness sensor 22 specifically emits a measuring beam towards glass substrate A which is a measuring object, It comprises a light sensing portion which receives catoptric light from the upper surface and the undersurface of glass substrate A, respectively, and an arithmetic circuit part which calculates thickness of glass substrate A based on a difference of an incidence position of catoptric light to a light sensing portion. An operation of the rise-and-fall actuator 21 is controlled by the computer 54, and can use not only an above-mentioned type but a laser displacement gauge, an electronic micro displacement gage, an ultrasonic thickness meter, etc. as the thickness sensor 22.

[0053]It has the eddy current-type sensor 202 which measures distance at an adsorption face of a stage, and the tip 68 of a delivery of the slit die 40 at a tip of the stage 6 via the right-and-left couple bracket 204. The upper surface of this sensor is installed so that it may become the same as that of an adsorption face of a stage. A detection range of this sensor is 2 mm, and resolution is 10micro. As a sensor, a differential-transformer-type [besides non-contact forms, such as a photoelectronic sensor, a supersonic sensor, and a capacitance sensor,] contact type sensor may be used.

[0054]Between the rise-and-fall bracket 31 and the die support 24 which the slit die 40 mentioned above, as furthermore shown in drawing 3, The optical linear scale 206 is formed, with this linear scale 206, a position of a sliding direction of the rise-and-fall bracket 31 32, i.e., a die holder, is detected, and that detection signal can be outputted. It is electrically connected to the computer 54 mentioned above, and the sensor 202 and the linear scale 206 of a couple which were mentioned above can receive those detection signals.

[0055]If drawing 1 is referred to further, between the sensor support 20 and the die support 24, recovery and the cleaning system 70 for coating liquid are formed. This recovery and cleaning system 70 are provided with the sub pedestal 72, and this sub pedestal 72 is prolonged in the side from lateral surface of the pedestal 2 mentioned above. The carrier guide 74 is arranged on the sub pedestal 72, and this carrier guide 74 is prolonged in a longitudinal direction of the slit die 40, i.e., the direction which intersects perpendicularly with a reciprocating direction of the stage 6. On the carrier guide 74, the rectangular career 76 makes it slidable, and is attached, and the feed screw 78 which consists of ball screws has penetrated on this career 76. The feed screw 78 is prolonged along the sliding direction 74 of the career 76, i.e., a carrier guide, and the both ends are supported by the bearing 80 of a couple, enabling free rotation. These bearings 80 are set up on the carrier guide 74. An end of the feed screw 78 of a side left distantly [pedestal / 2] is projected from the bearing 80, and is connected with an output shaft of the electric motor 82. This electric motor 82 is supported by the sub pedestal 72 via the motor adapter plate 84.

[0056]From four corners of the career 76, the four guide rods 86 are projected towards the upper part, and the rise-and-fall bracket 88 makes rise and fall free, and is attached to these guide rods 86. This rise-and-fall bracket 88 and career 76 are mutually connected via the air cylinder 90 located in the center of the career 76 so that clearly from drawing 4, and this air cylinder 90 adjusts a level position of the rise-and-fall bracket 88 while supporting the rise-and-fall bracket

88. And the gutter 92 in which the upper surface carried out the opening is attached at a tip of the rise-and-fall part bracket 88. The gutter 92 discharges liquid which there is the recovery hole 98 and accumulated in the gutter 92 through a tube which is not illustrated.

[0057]The slit die 40 mentioned above is also shown in drawing 4, and, as for the nozzle part 40a of the slit die 40, in the case of this working example, the opening of a lower end of the slit 64, i.e., the delivery, is carried out to that undersurface. The undersurface of the nozzle part 40a is a level flat face.

[0058]The gutter 92 in which the upper surface carried out the opening receives in the rise-and-fall bracket 88, it is attached to it as a member, and this gutter 92 is prolonged at a level [in an opposite hand] with the electric motor 82 side. The gutter 92 is larger than the slit die 40 enough, and can cover this slit 40 from a lower part so that clearly from drawing 5.

[0059]In the gutter 92, it is located at the tip part, the cleaning member 94 of a tabular couple is arranged, and these cleaning members 94 are attached to the gutter 92 via the support unit 96 mentioned later. These cleaning members 94 consist in a longitudinal direction of the gutter 92, it positions a predetermined interval, the upper surface of these cleaning members 94 has the shape which agrees with the nozzle part 40a of the slit die 40, and, thereby, they can stick it to the nozzle part 40a. As for the nozzle part 40a of the slit die 40, the both-sides side consists an angle of 45 degrees as opposed to the level surface.

[0060]The surface of the cleaning member 94 consists of polymer resin, and as the polymer resin Teflon resin, What mixed kinds, such as urethane resin, an acrylic resin, polyester resin, polypropylene resin, a fluoro-resin, a polybutadiene resin, nitrile rubber, silicone rubber, and an ethylene-vinyl acetate copolymer, or two sorts or more can be used. Tolerance over a solvent contained in adhesion or coating liquid to the nozzle part 40a of the slit die 40 also in these and a thing which was further excellent in endurance are preferred, and silicone rubber will become the most desirable if these points are taken into consideration. Portions other than the surface of the cleaning member 94 may be the same polymer resin as the surface, and may be completely different construction material. In order to fully secure the adhesion of the nozzle part 40a in the slit die 40, the thickness is set, for example as 5 mm not less than 2 mm, and, as for the cleaning member 94, predetermined stiffness is secured further again.

[0061]As shown in drawing 4, it has the penetrant remover regurgitation nozzle 208 in the center between the cleaning members 94. This nozzle is a with 1 mm in inside diameter, and an outer diameter of 2 m pipe made from stainless steel, and that upstream is connected to a cleaning liquid pump and a cleaning fluid tank which are not illustrated. A penetrant remover blows off from this nozzle to predetermined height, and that height can be arbitrarily adjusted by changing discharge quantity of a cleaning liquid pump. Not a pipe but a penetrant remover may use a thing of a spraying type which spreads in a flabellate form for this nozzle.

[0062]The outlet 98 (refer to drawing 5) is formed in an inner bottom of the gutter 92 at two places of the center portion, and these outlets 98 are connected to a discharging hose via the nipple 100 like drawing 4. This discharging hose 102 extended to the career 76 along an outer bottom surface of the gutter 92, and penetrated this career 76 and carrier guide 74, and is prolonged in the sub pedestal 72. Although not illustrated, an opening for leading the discharging hose 102 in the sub pedestal 72 is formed in the carrier guide 74, and this opening is prolonged along with the feed screw 78.

[0063]Into the sub pedestal 72, it has sufficient length to permit movement of the career 76, that tip penetrates a lid of the waste liquid tank 104, and the discharging hose 102 is inserted into this

waste liquid tank 104. The suction hose 106 is penetrated and attached to a lid of the waste liquid tank 104, and this suction hose 106 is connected to the vacuum pump 108.

[0064]A direction switching valve and the vacuum pump 108 which carry out the elastic operation of the electric motor 82 of recovery and the cleaning system 70 mentioned above and the air cylinder 90 are electrically connected to the sequencer 56 mentioned above, and this sequencer 56 also controls an operation of recovery and the cleaning system 70.

[0065]Next, a coating method performed using a die coater concerning manufacture of a light filter which was got blocked one process and mentioned above is explained. First, the slit die 40 is attached to the die holder 32, and a preliminary process before spreading is performed. That is, the stage 6 is moved so that the sensor 202 may come directly under the delivery tip 68 of the slit die 40. Subsequently, the slit die 40 is slowly moved to the bottom by dropping the rise-and-fall bracket 31, and the sensor 202 on either side, the distance K1L with the tip 68 of a delivery, and K1R are measured.

[0066]Based on this measurement result, if a difference between the 1st interval K1L and K1R is beyond a predetermined value, The computer 54 drives the linear actuator 38a in the rising and falling mechanism 26 via the sequencer 56, and as the drawing 1 Nakaya seal R shows, it rotates the die holder 32, so that a difference between the 1st interval K1L and K1R may be settled less than in less than a predetermined value, for example, 3 micrometers. Thereby, the delivery 68 of the slit die 40 attached to the die holder 32 is adjusted so that it may see in the cross direction and may become almost level. If adjustment is completed, a brake (not shown) fixes the die holder 32.

[0067]Thus, if horizontal adjustment at the tip 68 of a delivery in the slit die 40 is completed, The computer 54 sets up the interval K1L in this time as the clearance K3 (range measurement process), and reads level position Z of the die holder 32 based on a detecting signal from the linear scale 206 simultaneously (level detection process).

[0068]And the computer 54 computes reference level Y based on a following formula based on the clearance K3 and the level Z (calculation process).

[0069] $Y = Z - K3$ -- here, reference level Y shows a level position of the detecting signal 32 outputted from the linear scale 86, i.e., a die holder, when the delivery 68 of the slit die 40 descends to the upper surface of the stage 6 so that clearly from an upper type. Subsequently, the engagement reference level YC with which the delivery 68 of a cleaning member and the slit die 40 engages is calculated by $YC = Y + a$. a is a value peculiar to coater, it is made to learn to the computer 54 as constant value, and no matter the slit die 40 may be what thing, the value does not change. The value of a must clean a priori beforehand, must make wear of rubber, and wiping capability an evaluation index, and must determine optimal value.

[0070]If reference level Y and the engagement reference level YC are determined as it mentioned above (setting step), the return to origin of the slit die 40 and the stage 6 will be carried out. That is, the slit die 40 goes up to a position, and double action of the stage 6 is carried out to an initial position.

[0071]In setting up reference level Y of the die holder 32, operation control of the rising and falling mechanism 26 and the stage 6 is independently carried out with original sequence control of sequencer 56 mentioned above.

[0072]Next, it goes into an application process. Here, the feed screw 78 is rotated to one way with the electric motor 82 of recovery and the cleaning system 70, and the gutter 92 positioned in a position in readiness of the side to the pedestal 2 as first shown in drawing 1 is moved from a

position in readiness to a recovery position with the career 76. As for the cleaning member 94 of the gutter 92, in this recovery position, one end of the slit die 40 is positioned caudad.

[0073]In this state, it switches, the electromagnetism change-over valve 46 of the syringe pump 44 operates that between the pump body 52 and the suction hose 48 should be connected, and the pump body 52 attracts coating liquid in the tank 50 through the suction hose 48 to that inside. Then, that between the pump body 52 and the feed hose 42 should be connected, it switches, the electromagnetism change-over valve 46 of the syringe pump 44 operates, and the pump body 52 carries out the regurgitation of the coating liquid of that inside towards the slit die 40 through the feed hose 42. This suction and discharging are repeated and all air within a course is discharged.

[0074]Coating liquid breathed out from a delivery of the slit die 40 is received by the gutter 92, and is discharged by the waste liquid tank 104 through the discharging hose 102 from this gutter 92. Here, since inside of the waste liquid tank 104 is exhausted with the vacuum pump 108 and the suction hose 106, coating liquid in the gutter 92 is led to the waste liquid tank 104 good.

[0075]As it mentioned above, when inside of the slit die 40 is filled with coating liquid, as a last spreading preparation operation, as for the electromagnetism change-over valve 46 of the syringe pump 44, it switching and operating that the pump body 52 and the suction hose 48 should be connected, and the pump body 52 attracting coating liquid of the specified quantity to the inside, and inside, coating liquid in the tank 50 through the suction hose 48, The syringe pump 44 stands by, after it switched and the electromagnetism change-over valve 46 has operated that the pump body 52 and the feed hose 42 should be connected.

[0076]A level position of the die holder 32 is dropped to the engagement reference level YC in this state, and the delivery tip 68 of the slit die 40 is set to an optimal position for cleaning.

[0077]And in recovery and the cleaning system 70, by elongating the air cylinder 90 till the final point, the gutter 92 goes up towards the slit die 40, and the cleaning member 94 of a couple is contacted by end of the slit die 40.

[0078]Then, when the gutter 92 made it move towards that position in readiness, after the cleaning member 94 of a couple has stuck to the nozzle part 40a of the slit die 40, i.e., a delivery periphery including a delivery of the slit die 40, ****ing to this nozzle part 40a, these cleaning members 94 remove coating liquid adhering to an outside surface of the nozzle part 40a of the slit die 40 with scraping.

[0079]Since the cleaning member 94 of a couple is in the state where it stuck thoroughly when ****ing to the nozzle part 40a, it can remove thoroughly coating liquid also including a boundary line between the nozzle part 40a and an inclined plane which continued throughout the nozzle part 40a and has adhered to the outside surface. Here, since the engagement reference level YC is automatically set according to it even if cap shape carries out a dimensional change to a sliding direction, i.e., an energizing direction of a cleaning member, the adhesion of a cleaning member and the nozzle part 40a can be reproduced, and coating liquid which remains similarly can be removed thoroughly. the optimal, since energizing force to a slit die of a cleaning member is finely controllable by a position level instead of a pressure -- a ***** ** slide contact can do and wear of a cleaning member can be made into the minimum.

[0080]Now, coating liquid removed from the nozzle part 40a of the slit die 40 is transmitted to an outside surface of the cleaning member 94 and the support unit 96, and is received by the gutter 92.

[0081]If the gutter 92 is returned to the upper part of a position in readiness, the above-mentioned air cylinder 90 will be contracted after this.

[0082]On the other hand, where glass substrate A is positioned via a loader which is not illustrated, it is laid in the stage 6, and adsorption maintenance of this glass substrate A is carried out by suction at the upper surface of the stage 6.

[0083]Loading completion, then the thickness sensor 22 of glass substrate A descend, thickness of glass substrate A on the stage 6 is optically detected by this thickness sensor 22, and that detecting signal is supplied to the computer 54. Completion of measurement of thickness will raise the thickness sensor 22 to the original position.

[0084]Then, when the stage 6 is moved forwardly towards the slit die 40 and a formation start line of a coat to that glass substrate A top reaches a delivery position of the slit die 40, forward movement of the stage 6 stops.

[0085]And the slit die 40 descends in consideration of thickness of already measured glass substrate A, and predetermined clearance is secured between a delivery of the slit die 40, and glass substrate A. Here, since the gutter 92 is returned to a position in readiness, the gutter 92 does not check descent of the slit die 40.

[0086]If clearance is secured, discharging of the syringe pump 44 will be carried out, coating liquid will be breathed out from the slit die 40, and liquid reservoir C will be formed between the delivery tip 68 and glass substrate A. If the stage 6 is advanced to a forwardly moving direction at a fixed speed simultaneously with formation of such liquid reservoir C, continuing regurgitation of the slit die 40, i.e., coating liquid from the delivery, the coat D of coating liquid will be continued and formed in the upper surface of glass substrate A as shown in drawing 2.

[0087]If a formation end line which should end formation of the coat D on glass substrate A arrives at a just before position of a delivery of the slit die 40 with advance of the stage 6, discharging of the syringe pump 44 will be suspended at this time. Thus, formation of the coat D is continued to a formation end line, consuming coating liquid of the liquid reservoir C on glass substrate A, even if regurgitation of coating liquid from the slit die 40 is stopped (squeegee). When a formation end line on glass substrate A passes through a delivery of the slit die 40, it may be made to suspend discharging of the syringe pump 44. If discharging of the syringe pump 44 is suspended, this syringe pump 44 will perform suctioning operation slightly, and will return coating liquid in the slit 64 in the slit die 40 to the manifold 62 side. Such a syringe pump 44 inhales and, simultaneously with return operation, the slit die 40 goes up to the original position.

[0088]On the other hand, when forward movement of the stage 6 is continued even if regurgitation of coating liquid from the slit die 40 was stopped, and the stage 6 reaches a termination of the guide groove rail 4, the forward movement is suspended. Then, glass substrate A in which a suction of glass substrate A to the stage 6 top was canceled, and the coat D was formed is removed from the stage 6 by unloader, and is supplied towards a next process.

[0089]After the stage 6 passes the slit die 40, the gutter 92 is again moved to a recovery position from a position in readiness. In this state, only returned quantity breathes out coating liquid and the syringe pump 44 prevents air from remaining in the slit 64 of the slit die 40. Under the present circumstances, even if coating liquid is breathed out from a delivery of the slit die 40, that coating liquid is received by the gutter 92.

[0090]Then, the die holder 32 descends to a position set to engagement reference level, and the slit die 40 ****s to a cleaning member which went up then. Subsequently, since it is returned to the position in readiness, the gutter 92 scratches coating liquid which has adhered to it mentioning above at the nozzle part 40a of the slit die 40, and removes the cleaning member 94.

[0091]If the gutter 92 is returned to a position in readiness, the stage 6 will be returned to an initial position shown in drawing 1, and, thereby, a series of application processes will complete

it. The stage 6 stands by until loading of the new glass substrate A is carried out, and the syringe pump 44 performs spreading housekeeping operation mentioned above, and stands by in an initial position.

[0092]After breathing out a volatile high thing to solvents, such as acrylic coating liquid, the same solvent as using it for a penetrant remover, for example, coating liquid, from the nozzle 208 of drawing 4 is made to breathe out. Namely, blowing off a penetrant remover from the nozzle 208 from a mouth of the nozzle 208 to a height of 2 mm, while a gutter is in a recovery position for cleaning and the slit die 40 is descending to the engagement reference level YC. The air cylinder 90 is expanded and the cleaning member 94 of a couple is made to contact an end of the slit die 40.

[0093]The member 94a of direction-of-movement front sides removing remains coating liquid of the nozzle part 40a among cleaning members of a couple, if the gutter 92 is turned to a position in readiness and it is made to move in this state. A penetrant remover will be made to adhere to a removed field from the nozzle 208, and the penetrant remover will be wiped with the member 94b by the side of direction-of-movement back of a cleaning member of a couple. Although a liquid thing can be scratched by the member 94a of front sides at this time, since volatility is high, an affix which evaporated, solidified and has adhered to the nozzle part 40a is unremovable. Since it dissolves again, becomes liquid with a penetrant remover which blows off from the nozzle 208 and removes it by the member 94b by the side of back, even when volatility is coating liquid which is easy to solidify highly, the nozzle part 40a can be cleaned easily. The member 94a of front sides may be omitted and remains coating liquid and a penetrant remover may be simultaneously removed by the member 94b by the side of back. A penetrant remover may be good and coating liquid itself [besides a solvent of coating liquid] may be [anything which melts an affix which a solvent of coating liquid evaporated and remained] sufficient as it.

[0094]Drawing 6 is a sectional view of a stage running direction showing another embodiment over coating liquid which volatilizes easily, and drawing 7 is a sectional view of the stage cross direction of drawing 6. Here, the solvent evaporation machine 220 is formed on the gutter 92 at a position which adjoined the cleaning member 94 in a running direction of the gutter 92 as shown in drawing 7. This evaporation machine to the shielding unit 225 which consists of the covering 222 which wraps in the delivery tip 68 of the slit die 40, and the frame side cover 223, the seal 224 which exists at a tip of each covering and intercepts a flow the open air and inside a shielding unit in contact with the slit die 40, and a pan. It comprises the pipe 226 which is in an inside of a shielding unit and spouts solvent vapor from the pore 227.

[0095]The seal 224 of a shielding unit and a point of contact of the slit die 40 are more indispensable than the bottom 95 of a cleaning member caudad, in order to avoid interference of the seal 224 and the slit die 40 at the time of wiping by a cleaning member. A seal of the frame side cover 223 is arranged further again so that 310 may be contacted a place which does not have a delivery of the cross direction of the slit die 40. The solvent vapor feed unit 240 of drawing 8 performs supply of solvent vapor to the pipe 226. This solvent vapor feed unit 240 comprises the switching valve 234 which controls an outflow of the source 232 of heating and a steam which consist of heaters etc. And solvent vapor is supplied to the pipe 226 through the tube 236 from the valve 234. The tube 236 keeps it warm for preventing dew condensation, or is heated to a suitable temperature with a heater etc.

[0096]Here, control of a generated steam amount is performed by controlling temperature of the source 232 of heating. Humidity of a solvent of a there is saturated, and even if coating liquid is in a delivery of the slit die 40, it becomes impossible to evaporate, since a steam of a solvent of

coating liquid is filled to space (closed space) closed by the shielding unit 225 and the slit die 40 according to this embodiment.

[0097]immediately after [therefore, / applying] -- an operative condition of drawing 6 -- since coating liquid will not dry and solidify if a delivery of the slit die 40 is exposed to atmosphere of solvent vapor so that like, if a cleaning member is stuck and it wipes with this state, the nozzle part 40a of the slit die 40 can be thoroughly cleaned without a residue. Wiped-off remains coating liquid passes along the outlet 98 of the gutter 92, and the discharging hose 102, and is led to a waste liquid tank. On the other hand, a solvent which dewed within the shielding unit 225, and coating liquid breathed out from the slit die 40 during spreading housekeeping operation are also led to a waste liquid tank through the gutter outlet 98, the discharging hose 302, and a switching valve that is not illustrated. A procedure of cleaning using a device of this embodiment is as follows. First, when performing coating liquid regurgitation by cleaning, spreading housekeeping operation, etc., the gutter 92 is taken out to a recovery position. At this time, the shielding unit 225 and the slit die 40 are in a position which got used to a sliding direction, and both do not interfere in them. The cleaning member 94 jumps out of a recovery position here from a slit die crosswise like drawing 7, and a position which has the shielding covering 208 in a field which can be stuck with a slit die is said. Regurgitation of coating liquid under spreading housekeeping operation is performed in this position. It is made to descend until it will contact the seal 226 which attaches the slit die 40 to a shielding unit, if regurgitation of coating liquid is ended, and a closed space is constituted. Subsequently, open the valve 234 of the solvent vapor feed unit 240, solvent vapor is made to blow off from the pipe 226, and a closed space is filled with a steam of a solvent. Evaporation of coating liquid can be prevented by this. If a series of preparations are completed next, the valve 234 will be closed, supply of solvent vapor is stopped, and the slit die 40 is once raised to a home position. Subsequently, it is made to descend after moving the cleaning member 94 so that it may come directly under an end of the slit die 40 until the die holder 32 is set to the engagement reference level YC in the slit die 40. And the cleaning member 94 is raised, the cleaning member 94 is stuck to the nozzle part 40a of the slit die 40, the gutter 92 is moved to a position in readiness in the state, and an affix of the nozzle part 40a is removed thoroughly. In this embodiment, since a delivery of a slit die is made into atmosphere filled with coating liquid solvent vapor, remains coating liquid of a delivery does not evaporate, but since it is with a state of a fluid, if it wipes off by a cleaning member in this state, a remains affix is thoroughly removable.

[0098]In having mentioned above, a cleaning member may be in the inside side of shielding covering. Furthermore a seal of shielding covering and a slit die could be performed, but a crevice may be opened. When a closed space is constituted from shielding covering, regurgitation of coating liquid may be performed by spreading operation preparation etc. It is also possible to form a sensor and to control solvent humidity in a closed space constituted from shielding covering and a slit die to a fixed thing. In a closed space which comprised contact of a shielding unit and the slit die 40, since it is desirable that it is a saturated vapor, solvent vapor may be supplied, so that it dewes on the slit-die 40 undersurface and a solvent adheres. As for a path of the hole 227 on 0.5-5 mm and the pipe 226, 0.5-3 mm is [an inside diameter of the pipe 226 / 1-30 mm and thickness] desirable.

[0099]The cover covering 222 and the frame side cover 223 are electric, or it may be made to open and close them automatically by an air cylinder etc.

[0100]Next, with reference to drawing 9 - drawing 13, an embodiment of this invention different from an embodiment mentioned above is explained below.

[0101] An outline perspective view and drawing 10 which drawing 9 showed correlation of the slit die 40 and a recovery cleaning system are a crosswise sectional view when a lower end surface of the cleaning member 94 and the slit die 40 contacts.

[0102] Reference of drawing 10 forms the grooves 301a and 301b in the nozzle part 40a of a slit die near the upper bed side of the cleaning member 94 at slit-die tip both sides. These grooves 301a and 301b are angle grooves which hang down downward as they go in the slit 64 direction, and they are prolonged over a longitudinal direction of a slit die like drawing 9. And in a longitudinal direction of a slit die, an inclination which goes to gutter 92 supporting section, namely, descends as it goes to an arrow direction of drawing 9 is provided. 1-30 degrees of an angle of inclination are desirable.

[0103] Next, a coating method performed using a die coater concerning manufacture of a light filter which was got blocked one process and mentioned above is explained.

[0104] As first shown in drawing 1, the table 6 is located in an initial position, and the feed screw 78 is rotated for the gutter 92 further positioned in a position in readiness of the side to the pedestal 2 to one way with the electric motor 82 of recovery and the cleaning system 70. It is made to move from a position in readiness to a recovery position with the career 76. As for the cleaning member 94 of the gutter 92, in this recovery position, one end of the slit die 40 is positioned caudad.

[0105] In this state, it switches, the electromagnetism change-over valve 46 of the syringe pump 44 operates that between the pump body 52 and the suction hose 48 should be connected, and the pump body 52 attracts coating liquid in the tank 50 through the suction hose 48 to that inside. Then, that between the pump body 52 and the feed hose 42 should be connected, it switches, the electromagnetism change-over valve 46 of the syringe pump 44 operates, and the pump body 52 carries out the regurgitation of the coating liquid of that inside towards the slit die 40 through the feed hose 42. This suction and discharging are repeated and all air within a course is discharged.

[0106] Coating liquid breathed out from a delivery of the slit die 40 is received by the gutter 92, and is discharged by waste liquid tank which is not illustrated through the recovery hole 98 from this gutter 92. As it mentioned above, when inside of the slit die 40 is filled with coating liquid, as a last spreading preparation operation, as for the electromagnetism change-over valve 46 of the syringe pump 44, it switching and operating that the pump body 52 and the suction hose 48 should be connected, and the pump body 52 attracting coating liquid of the specified quantity to the inside, and inside, coating liquid in the tank 50 through the suction hose 48, The syringe pump 44 stands by, after it switched and the electromagnetism change-over valve 46 has operated that the pump body 52 and the feed hose 42 should be connected.

[0107] the until descent of the prescribed position is carried out for the die holder 32 in this state, and the delivery tip 68 of the slit die 40 is set to an optimal position for cleaning.

[0108] And in recovery and the cleaning system 70, by elongating the air cylinder till a final point, the gutter 92 goes up towards the slit die 40, and the cleaning member 94 of a couple is contacted by end of the slit die 40.

[0109] Then, when the gutter 92 made it move towards that position in readiness, after the cleaning member 94 of a couple has stuck to the nozzle part 40a of the slit die 40, i.e., a delivery periphery including a delivery of the slit die 40, ****ing to this nozzle part 40a, these cleaning members 94 remove coating liquid adhering to an outside surface of the nozzle part 40a of the slit die 40 with scraping.

[0110] At this time, from the blade parts 302a and 302b of the cleaning member 94, coating liquid which goes up goes into the grooves 301a and 301b of a slit die, and is caught. And liquid

caught by this slot serving as a flume will flow toward an arrow direction of drawing 9, and it will be discharged from a flank of a slit die. By this effect, a slant face whose removed coating liquid is a slit die falls 304a and 304b as *****, and does not soil near a delivery again. If polluted with coating liquid which removed near the delivery once, inconvenience -- a product range which thickness unevenness of a running direction not only increases, but only the portion can use effectively [thickness] by coating thickness becoming thick at the head of a glass substrate below at an acceptable value becomes narrow, or coat faults, such as spreading ****, occur -- will arise. Coating liquid which furthermore remained on a slant face of the nozzle part 40a solidifies, and it becomes an affix, This contacts the upper surface 305 of the blade part 302 of the cleaning member 94, a rise of a cleaning member is barred, and the cleaning member 94 and the delivery tip 68 do not contact, but inconvenience that wiping of a delivery cannot be performed can also be prevented by this invention.

[0111]Now, coating liquid removed from the nozzle part 40a of the slit die 40 is received by the gutter 92.

[0112]If the gutter 92 is returned to the upper part of a position in readiness, after this, the above-mentioned air cylinder will contract and the cleaning member 94 will descend in connection with the gutter 92.

[0113]On the other hand, where glass substrate A is positioned via a loader which is not illustrated, it is laid in the stage 6, and adsorption maintenance of this glass substrate A is carried out by suction at the upper surface of the stage 6.

[0114]Loading completion, then the thickness sensor 22 of glass substrate A descend, thickness of glass substrate A on the stage 6 is optically detected by this thickness sensor 22, and that detecting signal is supplied to the computer 54. Completion of measurement of thickness will raise the thickness sensor 22 to the original position.

[0115]Then, when the stage 6 is moved forwardly towards the slit die 40 and a formation start line of a coat to that glass substrate A top reaches a delivery position of the slit die 40, forward movement of the stage 6 stops.

[0116]And the slit die 40 descends in consideration of thickness of already measured glass substrate A, and predetermined clearance is secured between a delivery of the slit die 40, and glass substrate A. Here, since the gutter 92 is returned to a position in readiness, the gutter 92 does not check descent of the slit die 40.

[0117]If clearance is secured, discharging of the syringe pump 44 will be carried out, coating liquid will be breathed out from the slit die 40, and liquid reservoir C will be formed between the delivery tip 68 and glass substrate A.

[0118]And if the stage 6 is advanced to a forwardly moving direction at a fixed speed simultaneously with formation of such liquid reservoir C, continuing regurgitation of the slit die 40, i.e., coating liquid from the delivery, the coat D of coating liquid will be continued and formed in the upper surface of guide board A as shown in drawing 2.

[0119]If a formation end line which should end formation of the coat D on glass substrate A arrives at a just before position of a delivery of the slit die 40 with advance of the stage 6, discharging of the syringe pump 44 will be suspended at this time. Thus, formation of the coat D is continued to a formation end line, consuming coating liquid of the liquid reservoir C on glass substrate A, even if regurgitation of coating liquid from the slit die 40 is stopped (squeegee). When a formation end line on glass substrate A arrives at a delivery of the slit die 40, the slit die 40 goes up to the original position.

[0120]On the other hand, when forward movement of the stage 6 is continued even if regurgitation of coating liquid from the slit die 40 was stopped, and the stage 6 reaches a termination of the guide groove rail 4, the forward movement is suspended. Then, glass substrate A in which a suction of glass substrate A to the stage 6 top was canceled, and the coat D was formed is removed from the stage 6 by unloader, and is supplied towards a next process.

[0121]Subsequently, the stage 6 is returned to an initial position shown in drawing 1, and, thereby, a series of application processes complete it. The stage 6 stands by until loading of the new glass substrate A is carried out, and the syringe pump 44 performs spreading housekeeping operation mentioned above, and it stands by, and repeats the same operation below in an initial position.

[0122]Drawing 11 and 12 are what showed another embodiment concerning this invention, and an outline front view seen when drawing 11 saw the slit die 40 to a stage running direction, and drawing 12 are the figures at which it looked from the direction of Y of drawing 11. The grooves 301a and 301b incline downward in a slit-die longitudinal direction (arrow direction) here, The antitussive board 311a which dams up a flow of coating liquid near [side 310] a slit die which is the trailer, 311b is provided, the pipes 306a and 306b are further attached to this antitussive board 311a and 311b of each, and suction discharging is carried out with the antitussive board 311a and a pump which does not illustrate coating liquid which accumulated near 311b through the pipes 306a and 306b. It is discharged outside effectively, without accumulating in the grooves 301a and 301b at the time of nozzle part 40a cleaning, and coating liquid overflowing, also when there is much liquid which should be removed by this.

[0123]In particular shape and a size in a section vertical to a slit-die longitudinal direction of a groove in the above working example may not be limited, and what kind of section shape, such as a triangle and semicircle shape, may be sufficient as it.

[0124]Although a groove attaches an inclination toward a slit and he is trying to prevent coating liquid which went into the groove 301 once beginning to leak outside in working example, limitation in particular does not have this angle of inclination, and its 5-60 degrees are preferred by the ease of carrying out of manufacture, and an effect of an inclination.

[0125]Although what is necessary is just to set in consideration of paint volume which should also remove aperture width of a groove in drawing 10, depth a, and b, shape which does not spoil slit-die rigidity, etc., a= 2-20 mm and about b= 5-30 mm are preferred.

[0126]Furthermore, the blade part 302a of the cleaning member 94, the 302b upper surface 308a, A relation of a sliding direction of 308b and the lower end parts 305a and 305b of the grooves 301a and 301b The braid 302a, 302b does not plug up an opening of the grooves 301a and 301b thoroughly, but it The groove 301a, It is desirable for the shortest length to the blade part 302a which is in the upper part from the lower end parts 305a and 305b of 301b, and the 302b upper surfaces 308a and 308b to set it as the 2/3 or less range of the aperture width a of the grooves 301a and 301b. By this physical relationship, coating liquid eliminated upward by a cleaning member will be effectively led to the grooves 301a and 301b.

[0127]Although the upper surfaces 308a and 308b of the blade parts 302a and 302b may be below the groove 301a and the 301b lower end parts 305a and 305b, this arrangement is suitable when there is much coating liquid adhering to the nozzle part 40a which should be removed.

[0128]Drawing 13 is a figure showing another embodiment in a section of a stage running direction. The braid 302a in case the cleaning member 94 contacts the slit-die 40 following figure here, The suction nozzles 400a and 400b are formed near the 302b upper surface, and even when it is difficult to make a groove depending on shape of a die, liquid removed to the fields

304a and 304b is kept from dripping. These suction nozzles 400a and 400b are being fixed to a slit die by the brackets 410a and 410b.

[0129]There are the openings 401a and 401b in a suction nozzle toward the slit-die side, it is slightly larger than the length of a delivery longitudinal direction of a slit die, and the length of a longitudinal direction of the opening is good desirable to enlarge 2-20 mm. As for the opening 401a and a 401b gap, about 0.5-20 mm is good so that coating liquid removed by a cleaning member can be attracted easily.

[0130]And there are the end connections 403a and 403b in an end of these suction nozzles 400a and 400b, a suction pump which is not illustrated to this is connected, and coating liquid on the braid 302a of the cleaning member 94 and the 302b upper surface is attracted with suction force of about 10-5000 mmAq.

[0131]Operation using these suction nozzles 400a and 400b is as follows.

[0132]If a lower end surface of the cleaning member 94 and the slit die 40 contacts and the cleaning member 94 starts movement, what coating liquid which remained in a slit-die lower end surface failed to be written, and remained in part will overflow on the upper surface from the braids 302a and 302b of the cleaning member 94.

[0133]This overflowed coating liquid is discharged to the exterior by a suction pump which is not illustrated through the openings 401a and 401b of the suction nozzles 400a and 400b, and the end connections 403a and 403b.

[0134]Therefore, after cleaning, coating liquid which remained all falls, the reattachment is carried out to regurgitation and coating liquid does not have influence bad [to enlarge thickness unevenness of an application starting part, or to produce coat faults, such as spreading ****, etc.] on the slant faces 304a and 304b of the nozzle part 40a.

[0135]Coating liquid which furthermore remained on a slant face of the nozzle part 40a solidifies, a rise of the cleaning member 94 is barred, it cannot contact but inconvenience that wiping of a delivery is impossible can also prevent the cleaning member 94 and the delivery tip 68 by this invention.

[0136]A suction nozzle which made a longitudinal direction opening of a nozzle larger 2-20 mm than thickness of the cleaning member 94 apart from the above-mentioned thing, It enables it to move to a longitudinal direction of the slit die 40 simultaneously with the cleaning member 94, only remains coating liquid on the upper surface of the braids 304a and 304b of the cleaning member 94 is attracted, and it may enable it to discharge. In this case, by simultaneous movement of a cleaning member and a suction nozzle, cleaning of a lower end surface of the slit die 40 and recovery of remains coating liquid will be simultaneously performed over a longitudinal direction, and the same effect as the above-mentioned thing is acquired.

[0137]

[Effect of the Invention]Since according to Claim 1, the coater of 8, and the coating method the delivery position of an applicator is detected for every applicator, the delivery of an applicator and the relative position relation of a cleaning member are kept constant and both are made to **** as explained above, Since can always **** by fixed energizing force, the residual coating liquid which adhered near the delivery of an applicator can be removed thoroughly, energizing force is finely changed in a position simultaneously and it is made to the optimal thing, wear of a cleaning member is made to the minimum and the life of protection against dust and a cleaning member can be improved.

[0138]Since according to the coater and coating method of Claims 2, 9 and 10 it cleans at the time of volatile high coating liquid use after making the solvent of this coating liquid adhere near

the delivery of an applicator, Since an affix is easily and thoroughly removable even if coating liquid desiccation is carried out and a solid adheres, the high coating products of quality without a coat fault are obtained.

[0139]According to the coater of Claim 3, since it cleans by making the neighborhood of a delivery of an applicator into the atmosphere which does not evaporate easily, it can clean with a fluid, without also solidifying volatile high coating liquid, and residual coating liquid can be removed thoroughly.

[0140]Since the sump groove in which the coating liquid which remains when it removes by a cleaning member in the position near the braid upper surface of the surrounding cleaning member of an applicator is accumulated was provided according to Claim 4, the coater of 11, and the coating method, the coating liquid which viscosity is low and flows easily is transmitted, and carries out the reattachment of the applicator slant face to a delivery, The coating liquid which remained on the applicator slant face solidifies, contact at a cleaning member and the tip 68 of a delivery is barred, and the inconvenience that wiping of a delivery is impossible can also be prevented.

[0141]Since the slit-die undersurface breathes out coating liquid in the pure state, forms a bead and can start coating by this, the effective area where thickness unevenness moreover becomes in an acceptable value uniformly about coating thickness can be made large, yield increases, and productivity can be improved. Coat faults, such as spreading ****, do not occur but quality also improves.

[0142]Since according to the coater and coating method of Claims 5, 6 and 12 the discharge unit which discharges the coating liquid which accumulates in a sump was added, or coating liquid overflowing from a cleaning member was directly attracted with the nozzle and it has improved for surplus coating liquid to be eliminated more effectively, productivity can be improved further.

[0143]Since the above-mentioned coater and the coating method are used according to the manufacturing installation and manufacturing method of Claim 7 and the light filter of 13, manufacture of the high light filter of quality can be attained and productivity can also be raised.

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1]It is an outline perspective view of the die coater of one embodiment of this invention.

[Drawing 2]It is an outline lineblock diagram showing the die coater of drawing 1 including the supply system of coating liquid.

[Drawing 3]They are a slit die of the die coater of drawing 1, and an outline lineblock diagram of the rising and falling mechanism.

[Drawing 4]It is a front view showing recovery and the cleaning system of the die coater of drawing 1.

[Drawing 5]It is a perspective view showing a part of gutter of drawing 4.

[Drawing 6]It is a sectional view of a stage running direction showing recovery and the cleaning system of another working example.

[Drawing 7]It is a sectional view of the stage cross direction of drawing 6.

[Drawing 8]It is a schematic diagram showing an element unit by this invention.

[Drawing 9]It is a perspective view showing recovery and the cleaning system of the die coater of another working example.

[Drawing 10]It is a sectional view of the stage running direction of drawing 9.

[Drawing 11]It is a front view showing recovery and the cleaning part of another working example.

[Drawing 12]It is a sectional view of the stage running direction of drawing 11.

[Drawing 13]It is an outline sectional view of a stage running direction showing recovery and the cleaning system of another working example of this invention.

[Description of Notations]

6 Stage 202 Sensor

14 Feed screw 208 Nozzle

22 thickness sensor 220 -- a solvent evaporation machine

40 Slit-die (applicator) 222 shielding covering

44 Syringe-pump 225 Shielding unit

50 Tank 226 Pipe

62 Manifold 232 Source of heating

64 Slit 234 Valve

68 Delivery tip 240 solvent-vapor feed unit

70 Recovery and cleaning system 301 groove

76 Career 302 Braid

78 Feed screw 304 Slant face

82 Electric motor 306 pipe

88 Rise-and-fall bracket 310 Side

90 Air cylinder 311 antitussive board

92 Gutter 400 suction nozzle

94 Cleaning member 401 opening

96 Support unit 403 end connection

98 Outlet 410 bracket

102 Discharging hose

104 Waste liquid tank

106 Suction hose

108 Vacuum pump